AUSCIACO, et al. Q66059
INK JET RECORDING HEAD, METHOD OF
MANUFACTURING THE SAME, METHOD OF DRIVING
THE SAME, AND INK JET RECORDING APPARATUS
INCORPORATING THE SAME
Filed: December 6, 2001
Darryl Mexic 202-293-7060
4 of 4

庁



日本 国 特 許 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 8月30日

出願番号

Application Number:

特願2001-260704

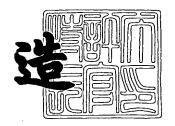
出 願 人 Applicant(s):

セイコーエプソン株式会社

2001年 9月25日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】 特許願

【整理番号】 13037086

【提出日】 平成13年 8月30日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 B41J 2/045

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】 細野 聡

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】 高橋 智明

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】 狭山 朋裕

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】 北原 強

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株

式会社内

【氏名】 音喜多 賢二



【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】

100098073

【弁理士】

【氏名又は名称】 津久井 照保

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2000-264791

【出願日】

平成12年 9月 1日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2000-264792

【出願日】

平成12年 9月 1日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2000-271771

【出願日】

平成12年 9月 7日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

033178

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0000256

【プルーフの要否】 要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 インクジェット式記録ヘッドの製造方法、インクジェット式記録ヘッド、インクジェット式記録ヘッドの駆動方法、及び、インクジェット式記録装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のノズル開口を列設してなるノズル列と、ノズル開口に連通された圧力室と、圧力室に対応して設けられた圧力発生素子とを有し、圧力発生素子の作動によって圧力室内のインクに圧力変動を生じさせ、ノズル開口からインク滴を吐出させるように構成したインクジェット式記録ヘッドの製造方法において、

組立後の記録ヘッドにおける圧力室内のインク圧力の固有振動周期を測定する 測定工程と、

測定工程で測定された固有振動周期に基づき、測定後の記録ヘッドを複数のTcランクに分類するランク分け工程を経ることを特徴とする製造方法。

【請求項2】 前記測定工程は、圧力室内のインクに固有振動周期の圧力振動を励起させる励振要素、及び、励振要素よりも後に発生されてノズル開口からインク滴を吐出させる吐出要素とを少なくとも含む評価信号を圧力発生素子に供給し、吐出されたインク量を測定するインク量測定段階と、インク量測定段階で測定されたインク量に基づいて圧力室内のインクの固有振動周期を判定する第1周期判定段階とからなり、

インク量測定段階では、評価信号における励振要素から吐出要素までの時間間隔を変えてインク量の測定を複数回行い、

第1周期判定段階では、励振要素から吐出要素までの時間間隔とインク量との 相関関係から固有振動周期を判定することを特徴とする請求項1に記載の製造方 法。

【請求項3】 前記インク量測定段階では、励振要素の終端から吐出要素までの時間間隔を、固有振動周期が設計値通りの場合に最少インク量が得られる第1標準時間、第1標準時間よりも時間間隔を短く設定した第2標準時間、及び、第1標準時間よりも時間間隔を長く設定した第3標準時間を少なくとも含む複数種



類設定することを特徴とする請求項2に記載の製造方法。

【請求項4】 前記測定工程は、圧力室内のインクに固有振動周期の圧力振動を励起させる励振要素、及び、この励振要素よりも後に発生されてノズル開口からインク滴を吐出させる吐出要素とを少なくとも含む評価信号を圧力発生素子に供給してインク滴を吐出させ、吐出されたインク滴の速度を測定するインク速度測定段階と、インク速度測定段階で測定されたインク速度に基づいて圧力室内のインクの固有振動周期を判定する第2周期判定段階とからなり、

インク速度測定段階では、評価信号における励振要素から吐出要素までの時間 間隔を変えてインク滴速度の測定を複数回行い、

第2周期判定段階は、励振要素から吐出要素までの時間間隔とインク滴速度との相関関係から固有振動周期を判定することを特徴とする請求項1に記載の製造方法。

【請求項5】 前記インク速度測定段階では、励振要素の終端から吐出要素までの時間間隔を、固有振動周期が設計値通りの場合に最低インク速度が得られる第1標準時間、第1標準時間よりも時間間隔を短く設定した第2標準時間、及び、第1標準時間よりも時間間隔を長く設定した第3標準時間を少なくとも含む複数種類設定することを特徴とする請求項4に記載の製造方法。

【請求項6】 前記励振要素の供給時間を、前記固有振動周期の設計値以下に 設定したことを特徴とする請求項2から5の何れかに記載の製造方法。

【請求項7】 前記励振要素の供給時間を、前記固有振動周期の設計値の1/ 2以下に設定したことを特徴とする請求項6に記載の製造方法。

【請求項8】 前記Tcランクを、設計値通りの固有振動周期に対応する標準ランクと、設計値より短い固有振動周期に対応するTcminランクと、設計値より長い固有振動周期に対応するTcmaxランクとから構成したことを特徴とする請求項1から7の何れかに記載の製造方法。

【請求項9】 請求項1から8の何れかに記載された製造方法によって製造されたインクジェット式記録ヘッドであって、

前記ランク分け工程で分類されたTcランクを表記したことを特徴とするインクジェット式記録ヘッド。



【請求項10】 前記Tcランクを、Tcランクを示す記号によって構成された第1マーク情報によって表記したことを特徴とする請求項9に記載のインクジェット式記録ヘッド。

【請求項11】 前記ノズル列を複数列設け、前記Tcランクを、ノズル列同 士のTcランクの組み合わせを示す記号によって構成された第2マーク情報によって表記したことを特徴とする請求項9に記載のインクジェット式記録ヘッド。

【請求項12】 請求項1から8の何れかに記載された製造方法によって製造されたインクジェット式記録ヘッドであって、

前記ランク分け工程で分類されたTcランクを、光学的読取手段によって読み取り可能な符号化情報によって表記したことを特徴とするインクジェット式記録 ヘッド。

【請求項13】 請求項1から8の何れかに記載された製造方法によって製造されたインクジェット式記録ヘッドであって、

ランク識別情報記憶素子を備え、

該ランク識別情報記憶素子に、ランク分け工程で分類されたTcランクを示す ランク識別情報を電気的に記憶させたことを特徴とするインクジェット式記録へ ッド。

【請求項14】 ノズル開口に連通した圧力室及びこの圧力室内のインク圧力を変化させる圧力発生素子を有する記録ヘッドと、圧力発生素子に供給するための駆動信号を発生する駆動信号発生手段とを備え、駆動信号の供給によって圧力発生素子を作動させ、ノズル開口からインク滴を吐出させるようにしたインクジェット式記録装置における記録ヘッドの駆動方法であって、

前記記録ヘッドには、圧力室内のインクの固有振動周期に基づいて定めたTc ランクを付与し、

付与されたTcランクに応じて、駆動信号を構成する波形要素の制御因子を記録ヘッド毎に定め、

設定した制御因子による駆動信号を圧力発生素子に供給することを特徴とする インクジェット式記録ヘッドの駆動方法。

【請求項15】 前記波形要素は、インク滴を吐出させるための吐出要素、及



び、該吐出要素よりも後に発生されてインク滴吐出後におけるメニスカスの振動抑制に影響を及ぼす振動抑制要素を含み、

前記Tcランクに応じて振動抑制要素の制御因子を定めたことを特徴とする請求項14に記載のインクジェット式記録ヘッドの駆動方法。

【請求項16】 前記波形要素は、インク滴の吐出特性に影響を及ぼす特性変動要素を含み、

前記Tcランクに応じて特性変動要素の制御因子を定めたことを特徴とする請求項14又は15に記載のインクジェット式記録ヘッドの駆動方法。

【請求項17】 ノズル開口に連通した圧力室及びこの圧力室内のインク圧力を変化させる圧力発生素子を有する記録ヘッドと、圧力発生素子に供給するための駆動信号を発生する駆動信号発生手段とを備え、駆動信号の供給によって圧力発生素子を作動させ、ノズル開口からインク滴を吐出させるようにしたインクジェット式記録装置において、

前記記録ヘッドには、圧力室内のインクの固有振動周期に基づいて定めたTc ランクを付与し、

該T c ランクに応じて駆動信号を構成する波形要素の制御因子を定める波形制御手段を設けたことを特徴とするインクジェット式記録装置。

【請求項18】 前記駆動信号は、インク滴を吐出させるための吐出要素、及び、吐出要素よりも後に発生されてインク滴吐出後におけるメニスカスの振動抑制に影響を及ぼす振動抑制要素を含む駆動パルスを有し、

波形制御手段は、T c ランクに応じて振動抑制要素の制御因子を定めることを 特徴とする請求項17に記載のインクジェット式記録装置。

【請求項19】 前記駆動パルスが、インク滴を吐出させない程度の速度で圧力室を膨張させる第1膨張要素と、第1膨張要素により膨張された圧力室を急激に収縮させることでインク滴を吐出させる第1吐出要素と、収縮状態の圧力室を膨張させることでインク滴吐出後のメニスカスの振動を抑制する第1制振要素と、第1吐出要素と第1制振要素との間に発生されて圧力室の収縮状態を維持する制振ホールド要素とを含む第1駆動パルスによって構成され、

前記振動抑制要素を制振ホールド要素とし、

波形制御手段は、Tcランクに応じて制振ホールド要素の発生時間を定めることを特徴とする請求項18に記載のインクジェット式記録装置。

【請求項20】 前記駆動パルスが、メニスカスを圧力室側に大きく引き込むべく圧力室を急激に膨張させる第2膨張要素と、圧力室を収縮させることで第2膨張要素により引き込まれたメニスカスの中心部分をインク滴として吐出させる第2吐出要素と、第2吐出要素供給後の圧力室を緩やかに収縮させることでインク滴吐出後のメニスカスの振動を抑制する第2制振要素とを含む第2駆動パルスによって構成され、

前記振動抑制要素を第2制振要素とし、

波形制御手段は、Tcランクに応じて第2制振要素の発生時間を定めることを 特徴とする請求項18又は19に記載のインクジェット式記録装置。

【請求項21】 前記駆動パルスが、インク滴を吐出する吐出パルスと、該吐出パルスよりも後に発生されてインク滴吐出後のメニスカスの振動を抑制する制振パルスと、これらの吐出パルスと制振パルスとの間を接続する第1パルス接続要素とからなる第3駆動パルスによって構成され、

前記振動抑制要素を第1パルス接続要素とし、

波形制御手段は、Tcランクに応じて第1パルス接続要素の発生時間を定めることを特徴とする請求項18から20の何れかに記載のインクジェット式記録装置。

【請求項22】 前記駆動信号は、一印刷周期内に複数の駆動パルスを有すると共に、一印刷周期内における先の駆動パルスの終端と後の駆動パルスの始端との間を接続する第2パルス接続要素を有し、

前記振動抑制要素を第2パルス接続要素とし、

波形制御手段は、T c ランクに応じて第2パルス接続要素の発生時間を定めることを特徴とする請求項18から21の何れかに記載のインクジェット式記録装置。

【請求項23】 前記駆動信号は、インク滴の吐出特性に影響を及ぼす特性変動要素を含む駆動パルスを有し、

波形制御手段は、Tcランクに応じて特性変動要素の制御因子を定めることを

特徴とする請求項17から22の何れかに記載のインクジェット式記録装置。

【請求項24】 前記駆動パルスが、インク滴を吐出させない程度の速度で圧力室を膨張させる第1膨張要素と、第1膨張要素により膨張された圧力室を急激に収縮させることでインク滴を吐出させる第1吐出要素とを含む第4駆動パルスによって構成され、

前記特性変動要素を、第1膨張要素及び第1吐出要素の少なくとも一方の要素 とし、

波形制御手段は、Tcランクに応じて第1膨張要素及び第1吐出要素の少なくとも一方の要素の発生時間を定めること特徴とする請求項23に記載のインクジェット式記録装置。

【請求項25】 前記駆動パルスが、インク滴を吐出させない程度の速度で圧力室を膨張させる第1膨張要素と、第1膨張要素により膨張された圧力室を急激に収縮させることでインク滴を吐出させる第1吐出要素とを含む第4駆動パルスによって構成され、

前記特性変動要素を、第1膨張要素及び第1吐出要素の少なくとも一方の要素 とし、

波形制御手段は、Tcランクに応じて第1膨張要素及び第1吐出要素の少なくとも一方の要素の電位差を定めること特徴とする請求項23に記載のインクジェット式記録装置。

【請求項26】 前記駆動パルスが、インク滴を吐出させない程度の速度で圧力室を膨張させる第1膨張要素と、第1膨張要素により膨張された圧力室の膨張状態を保持する第1ホールド要素と、膨張状態の圧力室を急激に収縮させることでインク滴を吐出させる第1吐出要素とを含む第5駆動パルスによって構成され

前記特性変動要素を第1ホールド要素とし、

波形制御手段は、Tcランクに応じて第1ホールド要素の発生時間を定めること特徴とする請求項23に記載のインクジェット式記録装置。

【請求項27】 前記駆動パルスが、メニスカスを圧力室側に大きく引き込むべく圧力室を急激に膨張させる第2膨張要素と、圧力室を収縮させることで第2

膨張要素により引き込まれたメニスカスの中心部分をインク滴として吐出させる 第2吐出要素とを含む第6駆動パルスによって構成され、

前記特性変動要素を、第2膨張要素及び第2吐出要素の少なくとも一方の要素 とし、

波形制御手段は、T c ランクに応じて第2膨張要素及び第2吐出要素の少なくとも一方の要素の発生時間を定めること特徴とする請求項23から26の何れかに記載のインクジェット式記録装置。

【請求項28】 前記駆動パルスが、メニスカスを圧力室側に大きく引き込むべく圧力室を急激に膨張させる第2膨張要素と、圧力室を収縮させることで第2膨張要素により引き込まれたメニスカスの中心部分をインク滴として吐出させる第2吐出要素とを含む第6駆動パルスによって構成され、

前記特性変動要素を、第2膨張要素及び第2吐出要素の少なくとも一方の要素 とし、

波形制御手段は、T c ランクに応じて第2膨張要素及び第2吐出要素の少なくとも一方の要素の電位差を定めること特徴とする請求項23から26の何れかに 記載のインクジェット式記録装置。

【請求項29】 前記駆動パルスが、メニスカスを圧力室側に大きく引き込むべく圧力室を急激に膨張させる第2膨張要素と、第2膨張要素により膨張された圧力室の膨張状態を保持する第2ホールド要素と、圧力室を収縮させることで第2膨張要素により引き込まれたメニスカスの中心部分をインク滴として吐出させる第2吐出要素とを含む第7駆動パルスを備え、

前記特性変動要素を第2ホールド要素とし、

波形制御手段は、Tcランクに応じて第2ホールド要素の発生時間を定めること特徴とする請求項23から26の何れかに記載のインクジェット式記録装置。

【請求項30】 前記Tcランクを、設計値通りの固有振動周期に対応する標準ランクと、設計値より短い固有振動周期に対応するTcminランクと、設計値より長い固有振動周期に対応するTcmaxランクとから構成したことを特徴とする請求項17から29の何れかに記載のインクジェット式記録装置。

【請求項31】 Tcランクを示すランク識別情報が電気的に記憶されたラン

ク識別情報記憶素子を前記記録ヘッドに設け、

ランク識別情報記憶素子と波形制御手段とを電気的に接続することで、Tcランクを波形制御手段に認識させるように構成したことを特徴とする請求項17から30の何れかに記載のインクジェット式記録装置。

【請求項32】 光学的読取手段によって読み取り可能な符号化情報によって T c ランクを表記したランク表記部材を前記記録ヘッドに設け、

光学的読取手段によって読み取られた符号化情報に基づき、Tcランクを波形制御手段に認識させるように構成したことを特徴とする請求項17から30の何れかに記載のインクジェット式記録装置。

【請求項33】 前記圧力発生素子が圧電振動子であることを特徴とする請求項17から32の何れかに記載のインクジェット式記録装置。

【請求項34】 前記圧力発生素子が発熱素子であることを特徴とする請求項17,18,23,30から32の何れかに記載のインクジェット式記録装置。

[0001]

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

本発明は、圧力発生素子の作動によって圧力室内のインクに圧力変動を生じさせ、ノズル開口からインク滴を吐出させるように構成したインクジェット式記録 ヘッド、この記録ヘッドの製造方法、この記録ヘッドの駆動方法、及び、この記録ヘッドを用いたインクジェット式記録装置に関する。

. [000.2]

【従来の技術】

プリンタやプロッタ等のインクジェット式記録装置に用いられるインクジェット式記録ヘッドには、圧力発生素子として圧電振動子を用いたものや発熱素子を用いたものがある。

[0003]

例えば、圧電振動子を用いた記録ヘッドでは、圧力室を部分的に区画する弾性 板を圧電振動子で変形させることで圧力室内のインク圧力を変動させ、このイン ク圧力の変動によってノズル開口からインク滴を吐出させる。また、発熱素子を 用いた記録ヘッドでは、発熱素子を圧力室に配設し、この発熱素子を急激に加熱 することでインクを沸騰させ圧力室内に気泡を発生させる。そして、この気泡に よって圧力室内のインクを加圧し、ノズル開口からインク滴を吐出させる。

即ち、これらの記録ヘッドは、何れも圧力室内のインク圧力を変動させること によってインク滴を吐出させている。

[0004]

この種の記録ヘッドでは、インク圧力の変動に伴って圧力室内のインクには圧力室内が恰も音響管であるかのように振る舞う圧力振動が励起される。

例えば、圧電振動子を用いた記録ヘッドでは、主に弾性板の厚さや面積、圧力室の形状、インクの圧縮性によって定まる固有振動周期の圧力振動が励起される。また、発熱素子を用いた記録ヘッドでは、主に圧力室の形状やインクの圧縮性によって定まる固有振動周期の圧力振動が励起される。

そして、この種の記録ヘッドにおいて、インク滴の吐出タイミングはインクの 固有振動周期に基づいて設定され、インク滴の吐出を効率良く行えるように構成 されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、この種の記録ヘッドは、μm(マイクロメートル)レベルの極めて 微細な加工や組み立てを行っている。このため、弾性板の厚さや面積、圧力室の 形状、ノズル開口の大きさ等が記録ヘッド毎にばらつき、圧力室内のインクの固 有振動周期もばらついてしまう。従って、全ての記録ヘッドを同じ波形形状の駆 動信号で駆動すると、固有振動周期のばらつきに応じてインク滴の吐出特性もば らついてしまう。

[0006]

例えば、固有振動周期が設計値(公差)からずれると、インク滴吐出後におけるメニスカス、即ち、ノズル開口で露出しているインクの自由表面の振動の抑制が不十分になって安定しない。また、圧力発生素子の作動によってインクに加えられた外力がインク内の圧力振動によって打ち消されたりもする。

このため、続いて吐出されるインク滴の量(つまり、インク量)やインク滴の

飛行速度(つまり、インク速度)が記録ヘッド毎にばらついてしまう。

その結果、記録ヘッド毎に記録画像の画質がばらついてしまうという問題が生じる。さらに、吐出特性が設計値から大きくずれた記録ヘッドについては廃棄しなければならず、歩留まりが低下してしまう。

[0007]

また、組立後の記録ヘッドについて圧力室内のインクの固有振動周期を測定し、測定した固有振動周期に応じて駆動信号の波形形状を変更することで画質の均一化を図ることが考えられる。しかし、各記録ヘッド毎に専用波形を設定すると製造効率が悪くなり、時間やコスト等の面で量産が困難になってしまう。

[0008]

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、量産に適したインクジェット式記録ヘッドの製造方法、及び、インクジェット式記録ヘッドを提供することを目的とする。また、圧力室内のインクの固有振動周期がばらついてもメニスカスの振動を効率良く抑制でき、インク滴の吐出特性の適正化が図れ、且つ、量産にも適する記録ヘッドの駆動方法、及び、インクジェット式記録装置を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】

本発明は、上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項1に記載のものは、複数のノズル開口を列設してなるノズル列と、ノズル開口に連通された圧力室と、圧力室に対応して設けられた圧力発生素子とを有し、圧力発生素子の作動によって圧力室内のインクに圧力変動を生じさせ、ノズル開口からインク滴を吐出させるように構成したインクジェット式記録ヘッドの製造方法において

組立後の記録ヘッドにおける圧力室内のインク圧力の固有振動周期を測定する 測定工程と、

測定工程で測定された固有振動周期に基づき、測定後の記録ヘッドを複数のTcランクに分類するランク分け工程を経ることを特徴とする製造方法である。

[0010]

請求項2に記載のものは、前記測定工程は、圧力室内のインクに固有振動周期の圧力振動を励起させる励振要素、及び、励振要素よりも後に発生されてノズル開口からインク滴を吐出させる吐出要素とを少なくとも含む評価信号を圧力発生素子に供給し、吐出されたインク量を測定するインク量測定段階と、インク量測定段階で測定されたインク量に基づいて圧力室内のインクの固有振動周期を判定する第1周期判定段階とからなり、

インク量測定段階では、評価信号における励振要素から吐出要素までの時間間 隔を変えてインク量の測定を複数回行い、

第1周期判定段階では、励振要素から吐出要素までの時間間隔とインク量との 相関関係から固有振動周期を判定することを特徴とする請求項1に記載の製造方 法である。

[0011]

請求項3に記載のものは、前記インク量測定段階では、励振要素の終端から吐出要素までの時間間隔を、固有振動周期が設計値通りの場合に最少インク量が得られる第1標準時間、第1標準時間よりも時間間隔を短く設定した第2標準時間、及び、第1標準時間よりも時間間隔を長く設定した第3標準時間を少なくとも含む複数種類設定することを特徴とする請求項2に記載の製造方法である。

[0012]

請求項4に記載のものは、前記測定工程は、圧力室内のインクに固有振動周期の圧力振動を励起させる励振要素、及び、この励振要素よりも後に発生されてノズル開口からインク滴を吐出させる吐出要素とを少なくとも含む評価信号を圧力発生素子に供給してインク滴を吐出させ、吐出されたインク滴の速度を測定するインク速度測定段階と、インク速度測定段階で測定されたインク速度に基づいて圧力室内のインクの固有振動周期を判定する第2周期判定段階とからなり、

インク速度測定段階では、評価信号における励振要素から吐出要素までの時間 間隔を変えてインク滴速度の測定を複数回行い、

第2周期判定段階は、励振要素から吐出要素までの時間間隔とインク滴速度との相関関係から固有振動周期を判定することを特徴とする請求項1に記載の製造方法である。

[0013]

請求項5に記載のものは、前記インク速度測定段階では、励振要素の終端から 吐出要素までの時間間隔を、固有振動周期が設計値通りの場合に最低インク速度 が得られる第1標準時間、第1標準時間よりも時間間隔を短く設定した第2標準 時間、及び、第1標準時間よりも時間間隔を長く設定した第3標準時間を少なく とも含む複数種類設定することを特徴とする請求項4に記載の製造方法である。

[0014]

請求項6に記載のものは、前記励振要素の供給時間を、前記固有振動周期の設計値以下に設定したことを特徴とする請求項2から5の何れかに記載の製造方法である。

[0015]

請求項7に記載のものは、前記励振要素の供給時間を、前記固有振動周期の設計値の1/2以下に設定したことを特徴とする請求項6に記載の製造方法である

[0016]

請求項8に記載のものは、前記Tcランクを、設計値通りの固有振動周期に対応する標準ランクと、設計値より短い固有振動周期に対応するTcminランクと、設計値より長い固有振動周期に対応するTcmaxランクとから構成したことを特徴とする請求項1から7の何れかに記載の製造方法である。

[0017]

請求項9に記載のものは、請求項1から8の何れかに記載された製造方法によって製造されたインクジェット式記録ヘッドであって、

前記ランク分け工程で分類されたTcランクを表記したことを特徴とするイン クジェット式記録ヘッドである。

[0018]

請求項10に記載のものは、前記Tcランクを、Tcランクを示す記号によって構成された第1マーク情報によって表記したことを特徴とする請求項9に記載のインクジェット式記録ヘッドである。

[0019]

請求項11に記載のものは、前記ノズル列を複数列設け、前記Tcランクを、 ノズル列同士のTcランクの組み合わせを示す記号によって構成された第2マー ク情報によって表記したことを特徴とする請求項9に記載のインクジェット式記 録ヘッドである。

[0020]

請求項12に記載のものは、請求項1から8の何れかに記載された製造方法によって製造されたインクジェット式記録ヘッドであって、

前記ランク分け工程で分類されたTcランクを、光学的読取手段によって読み取り可能な符号化情報によって表記したことを特徴とするインクジェット式記録 ヘッドである。

[0021]

請求項13に記載のものは、請求項1から8の何れかに記載された製造方法によって製造されたインクジェット式記録ヘッドであって、

ランク識別情報記憶素子を備え、

該ランク識別情報記憶素子に、ランク分け工程で分類されたTcランクを示す ランク識別情報を電気的に記憶させたことを特徴とするインクジェット式記録へ ッドである。

[0022]

請求項14に記載のものは、ノズル開口に連通した圧力室及びこの圧力室内のインク圧力を変化させる圧力発生素子を有する記録ヘッドと、圧力発生素子に供給するための駆動信号を発生する駆動信号発生手段とを備え、駆動信号の供給によって圧力発生素子を作動させ、ノズル開口からインク滴を吐出させるようにしたインクジェット式記録装置における記録ヘッドの駆動方法であって、

前記記録ヘッドには、圧力室内のインクの固有振動周期に基づいて定めたT c ランクを付与し、

付与されたTcランクに応じて、駆動信号を構成する波形要素の制御因子を記録ヘッド毎に定め、

設定した制御因子による駆動信号を圧力発生素子に供給することを特徴とする インクジェット式記録ヘッドの駆動方法である。 なお、「制御因子」とは、波形要素を規定するための変数であり、波形要素の 発生時間(つまり、圧力発生素子への供給時間)や電位差等が該当する。

[0023]

請求項15に記載のものは、前記波形要素は、インク滴を吐出させるための吐出要素、及び、該吐出要素よりも後に発生されてインク滴吐出後におけるメニスカスの振動抑制に影響を及ぼす振動抑制要素を含み、

前記T c ランクに応じて振動抑制要素の制御因子を定めたことを特徴とする請求項14に記載のインクジェット式記録ヘッドの駆動方法である。

[0024]

請求項16に記載のものは、前記波形要素は、インク滴の吐出特性に影響を及 ばす特性変動要素を含み、

前記T c ランクに応じて特性変動要素の制御因子を定めたことを特徴とする請求項14又は15に記載のインクジェット式記録ヘッドの駆動方法である。

なお、「インク滴の吐出特性」とは、インク滴の飛行速度やインク滴を吐出させるための吐出力を意味する。従って、「特性変動要素」とは、駆動信号を構成する波形要素の内、インク滴の飛行速度等に影響を与え得る波形要素、言い換えれば、インク滴を吐出させる目的で圧力室内の圧力変動させる波形要素を意味する。

[0025]

請求項17に記載のものは、ノズル開口に連通した圧力室及びこの圧力室内のインク圧力を変化させる圧力発生素子を有する記録ヘッドと、圧力発生素子に供給するための駆動信号を発生する駆動信号発生手段とを備え、駆動信号の供給によって圧力発生素子を作動させ、ノズル開口からインク滴を吐出させるようにしたインクジェット式記録装置において、

前記記録ヘッドには、圧力室内のインクの固有振動周期に基づいて定めたTc ランクを付与し、

該Tcランクに応じて駆動信号を構成する波形要素の制御因子を定める波形制御手段を設けたことを特徴とするインクジェット式記録装置である。

[0026]

請求項18に記載のものは、前記駆動信号は、インク滴を吐出させるための吐 出要素、及び、吐出要素よりも後に発生されてインク滴吐出後におけるメニスカ スの振動抑制に影響を及ぼす振動抑制要素を含む駆動パルスを有し、

波形制御手段は、Tcランクに応じて振動抑制要素の制御因子を定めることを 特徴とする請求項17に記載のインクジェット式記録装置である。

[0027]

請求項19に記載のものは、前記駆動パルスが、インク滴を吐出させない程度の速度で圧力室を膨張させる第1膨張要素と、第1膨張要素により膨張された圧力室を急激に収縮させることでインク滴を吐出させる第1吐出要素と、収縮状態の圧力室を膨張させることでインク滴吐出後のメニスカスの振動を抑制する第1制振要素と、第1吐出要素と第1制振要素との間に発生されて圧力室の収縮状態を維持する制振ホールド要素とを含む第1駆動パルスによって構成され、

前記振動抑制要素を制振ホールド要素とし、

波形制御手段は、Tcランクに応じて制振ホールド要素の発生時間を定めることを特徴とする請求項18に記載のインクジェット式記録装置である。

[0028]

請求項20に記載のものは、前記駆動パルスが、メニスカスを圧力室側に大きく引き込むべく圧力室を急激に膨張させる第2膨張要素と、圧力室を収縮させることで第2膨張要素により引き込まれたメニスカスの中心部分をインク滴として吐出させる第2吐出要素と、第2吐出要素供給後の圧力室を緩やかに収縮させることでインク滴吐出後のメニスカスの振動を抑制する第2制振要素とを含む第2駆動パルスによって構成され、

前記振動抑制要素を第2制振要素とし、

波形制御手段は、T c ランクに応じて第2制振要素の発生時間を定めることを 特徴とする請求項18又は19に記載のインクジェット式記録装置である。

[0029]

請求項21に記載のものは、前記駆動パルスが、インク滴を吐出する吐出パルスと、該吐出パルスよりも後に発生されてインク滴吐出後のメニスカスの振動を抑制する制振パルスと、これらの吐出パルスと制振パルスとの間を接続する第1

パルス接続要素とからなる第3駆動パルスによって構成され、

前記振動抑制要素を第1パルス接続要素とし、

波形制御手段は、Tcランクに応じて第1パルス接続要素の発生時間を定めることを特徴とする請求項18から20の何れかに記載のインクジェット式記録装置である。

[0030]

請求項22に記載のものは、前記駆動信号は、一印刷周期内に複数の駆動パルスを有すると共に、一印刷周期内における先の駆動パルスの終端と後の駆動パルスの始端との間を接続する第2パルス接続要素を有し、

前記振動抑制要素を第2パルス接続要素とし、

波形制御手段は、Tcランクに応じて第2パルス接続要素の発生時間を定めることを特徴とする請求項18から21の何れかに記載のインクジェット式記録装置である。

[0031]

請求項23に記載のものは、前記駆動信号は、インク滴の吐出特性に影響を及 ばす特性変動要素を含む駆動パルスを有し、

波形制御手段は、Tcランクに応じて特性変動要素の制御因子を定めることを 特徴とする請求項17から22の何れかに記載のインクジェット式記録装置であ る。

[0032]

請求項24に記載のものは、前記駆動パルスが、インク滴を吐出させない程度 の速度で圧力室を膨張させる第1膨張要素と、第1膨張要素により膨張された圧 力室を急激に収縮させることでインク滴を吐出させる第1吐出要素とを含む第4 駆動パルスによって構成され、

前記特性変動要素を、第1膨張要素及び第1吐出要素の少なくとも一方の要素 とし、

波形制御手段は、Tcランクに応じて第1膨張要素及び第1吐出要素の少なくとも一方の要素の発生時間を定めること特徴とする請求項23に記載のインクジェット式記録装置である。

[0033]

請求項25に記載のものは、前記駆動パルスが、インク滴を吐出させない程度の速度で圧力室を膨張させる第1膨張要素と、第1膨張要素により膨張された圧力室を急激に収縮させることでインク滴を吐出させる第1吐出要素とを含む第4駆動パルスによって構成され、

前記特性変動要素を、第1膨張要素及び第1吐出要素の少なくとも一方の要素 とし、

波形制御手段は、T c ランクに応じて第1膨張要素及び第1吐出要素の少なくとも一方の要素の電位差を定めること特徴とする請求項23に記載のインクジェット式記録装置である。

[0034]

請求項26に記載のものは、前記駆動パルスが、インク滴を吐出させない程度の速度で圧力室を膨張させる第1膨張要素と、第1膨張要素により膨張された圧力室の膨張状態を保持する第1ホールド要素と、膨張状態の圧力室を急激に収縮させることでインク滴を吐出させる第1吐出要素とを含む第5駆動パルスによって構成され、

前記特性変動要素を第1ホールド要素とし、

波形制御手段は、Tcランクに応じて第1ホールド要素の発生時間を定めること特徴とする請求項23に記載のインクジェット式記録装置である。

[0035]

請求項27に記載のものは、前記駆動パルスが、メニスカスを圧力室側に大きく引き込むべく圧力室を急激に膨張させる第2膨張要素と、圧力室を収縮させることで第2膨張要素により引き込まれたメニスカスの中心部分をインク滴として吐出させる第2吐出要素とを含む第6駆動パルスによって構成され、

前記特性変動要素を、第2膨張要素及び第2吐出要素の少なくとも一方の要素 とし、

波形制御手段は、Tcランクに応じて第2膨張要素及び第2吐出要素の少なくとも一方の要素の発生時間を定めること特徴とする請求項23から26の何れかに記載のインクジェット式記録装置である。

[0036]

請求項28に記載のものは、前記駆動パルスが、メニスカスを圧力室側に大きく引き込むべく圧力室を急激に膨張させる第2膨張要素と、圧力室を収縮させることで第2膨張要素により引き込まれたメニスカスの中心部分をインク滴として吐出させる第2吐出要素とを含む第6駆動パルスによって構成され、

前記特性変動要素を、第2膨張要素及び第2吐出要素の少なくとも一方の要素 とし、

波形制御手段は、T c ランクに応じて第2膨張要素及び第2吐出要素の少なくとも一方の要素の電位差を定めること特徴とする請求項23から26の何れかに 記載のインクジェット式記録装置である。

[0037]

請求項29に記載のものは、前記駆動パルスが、メニスカスを圧力室側に大きく引き込むべく圧力室を急激に膨張させる第2膨張要素と、第2膨張要素により膨張された圧力室の膨張状態を保持する第2ホールド要素と、圧力室を収縮させることで第2膨張要素により引き込まれたメニスカスの中心部分をインク滴として吐出させる第2吐出要素とを含む第7駆動パルスを備え、

前記特性変動要素を第2ホールド要素とし、

波形制御手段は、Tcランクに応じて第2ホールド要素の発生時間を定めること特徴とする請求項23から26の何れかに記載のインクジェット式記録装置である。

[0038]

請求項30に記載のものは、前記Tcランクを、設計値通りの固有振動周期に対応する標準ランクと、設計値より短い固有振動周期に対応するTcminランクと、設計値より長い固有振動周期に対応するTcmaxランクとから構成したことを特徴とする請求項17から29の何れかに記載のインクジェット式記録装置である。

[0039]

請求項31に記載のものは、Tcランクを示すランク識別情報が電気的に記憶されたランク識別情報記憶素子を前記記録ヘッドに設け、

ランク識別情報記憶素子と波形制御手段とを電気的に接続することで、Tcランクを波形制御手段に認識させるように構成したことを特徴とする請求項17から30の何れかに記載のインクジェット式記録装置である。

[0040]

請求項32に記載のものは、光学的読取手段によって読み取り可能な符号化情報によってTcランクを表記したランク表記部材を前記記録ヘッドに設け、

光学的読取手段によって読み取られた符号化情報に基づき、Tcランクを波形制御手段に認識させるように構成したことを特徴とする請求項17から30の何れかに記載のインクジェット式記録装置である。

[0041]

請求項33に記載のものは、前記圧力発生素子が圧電振動子であることを特徴とする請求項17から32の何れかに記載のインクジェット式記録装置である。

[0042].

請求項34に記載のものは、前記圧力発生素子が発熱素子であることを特徴とする請求項17,18,23,30から32の何れかに記載のインクジェット式記録装置である。

[0043]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。まず、インクジェット式記録ヘッド(以下、記録ヘッドという。)の構造について説明する。図1に示すように、例示した記録ヘッド1は、複数の圧電振動子2…、固定板3、及び、フレキシブルケーブル4等をユニット化した振動子ユニット5と、この振動子ユニット5を収納可能なケース6と、ケース6の先端面に接合される流路ユニット7とを備えている。

[0044]

ケース6は、先端と後端が共に開放した収納空部8を形成した合成樹脂製のブロック状部材であり、収納空部8内には振動子ユニット5が収納固定されている。この振動子ユニット5は、圧電振動子2の先端面を収納空部8の先端側開口に臨ませた状態で収納され、固定板3が収納空部8を区画する内壁面に接着されて

いる。

[0045]

圧電振動子2は、電気機械変換素子の一種であり、縦方向に細長い櫛歯状をしている。本実施形態では、30μm~100μm程度の極めて細い幅に切り分けられている。そして、この圧電振動子2は、圧電体10と内部電極11とを交互に積層して構成された積層型の圧電振動子であって、電界方向に直交する縦方向に伸縮可能な、言い換えれば、素子の長手方向に振動可能な、横効果(d31効果)型の圧電振動子である。

[0046]

各圧電振動子2…は、基端側部分が固定板3上に接合されており、圧電振動子2の自由端部を固定板3の縁よりも外側に突出させた片持ち梁の状態で取り付けられている。そして、各圧電振動子2…の先端面は、それぞれ流路ユニット7の島部12(アイランド部)に当接固定されている。また、フレキシブルケーブル4は、固定板3とは反対側となる振動子の基端部側面で、各圧電振動子2…と電気的に接続されている。

[0047]

流路ユニット7は、図2に示すように、流路形成基板13を間に挟んでノズルプレート14を流路形成基板13の一方の表面に配置し、弾性板15をノズルプレート14とは反対側となる他方の表面に配置して積層することで構成されている。

[0048]

ノズルプレート14は、ドット形成密度に対応したピッチで複数のノズル開口 16…を列状に開設したステンレス鋼製の薄いプレートである。本実施形態では、180dpiのピッチで96個のノズル開口16…を開設し、これらのノズル開口16…によってノズル列を構成する。そして、このノズル列を、吐出可能なインクの種類(例えば色)に対応させて複数列形成する。

[0049]

流路形成基板13は、ノズルプレート14の各ノズル開口16…に対応させて 圧力室17となる空部を隔壁で区画した状態で複数形成するとともに、インク供 給口18および共通インク室19となる空部を形成した板状の部材である。この 流路形成基板13は、例えばシリコンウエハーをエッチング加工することにより 作製されている。圧力室17は、ノズル開口16の列設方向(ノズル列方向)に 対して直交する方向に細長い室であり、堰部20で区画された偏平な凹室で構成 されている。そして、この堰部20により流路幅の狭い狭窄部の形で、インク供 給口18が形成されている。また、圧力室17内における共通インク室19から 最も離れた位置には、ノズル開口16と圧力室17とを連通するノズル連通口2 1を板厚方向に貫通させて設ける。

[0050]

弾性板15は、ステンレス鋼板22上にPPS(ポリフェニレンサルファイド)等の樹脂フィルム23をラミネート加工した二重構造である。また、この弾性板15は、圧力室17の一方の開口面を封止するダイヤフラム部と、共通インク室19の一方の開口面を封止するコンプライアンス部とを兼ねている。そして、ダイヤフラム部として機能する部分、すなわち圧力室17に対応した部分のステンレス鋼板22を環状にエッチング加工して島部12を形成する。また、コンプライアンス部として機能する部分、即ち共通インク室19に対応する部分のステンレス鋼板22をエッチング加工で除去して樹脂フィルム23だけにしている。

[0051]

上記の構成を有する記録ヘッド1では、圧電振動子2を放電して振動子長手方向に伸長させることにより、島部12がノズルプレート14側に押圧される。この押圧によって、ダイヤフラム部を構成する樹脂フィルム23が変形し、圧力室17が収縮する。また、圧電振動子2を充電して振動子長手方向に収縮させると、樹脂フィルム23の弾性により圧力室17が膨張する。

そして、圧力室17の膨張や収縮によって内部のインク圧力が変動するので、 この圧力室17の膨張や収縮を制御することにより、ノズル開口16からインク 滴を吐出させることができる。

[0052]

次に、この記録ヘッド1の製造方法について説明する。この記録ヘッド1は、 各構成部品(例えば、振動子ユニット5,ケース6,流路ユニット7)を組み立 てる組立工程と、組立後の記録ヘッド1について、組立精度や部品の寸法精度等に起因してばらつく圧力室17内のインク圧力の固有振動周期Tcを測定する測定工程と、測定工程で得られた固有振動周期Tcに基づき、測定後の記録ヘッド1をランク分けするランク分け工程とを順に経ることで製造される。

[0053]

本実施形態では、測定工程にて、作製された記録ヘッド1が設計値(中央値)通りの固有振動周期Tcを有するのか、設計値よりも短い固有振動周期Tcを有するのか、設計値よりも長い固有振動周期Tcを有するのかを測定する。また、ランク分け工程では、固有振動周期Tcが設計値通りであるのか、設計値よりも短いのか、設計値よりも長いのかという観点に基づいて、記録ヘッド1を3段階のTcランクに分類する。

[0054]

以下、各工程について説明する。

[0055]

上記の組立工程では、まず、流路ユニット7を作製する。即ち、ノズルプレート14、流路形成基板13、及び弾性板15を積層して一体化する。その後、流路ユニット7の弾性板15側の表面にケース6を接合する。この接合は、例えば、接着剤を用いて行う。

流路ユニット7とケース6とを接合したならば、別途作製された振動子ユニット5を、ケース6の収納空部8内に収納して接着する。即ち、振動子ユニット5を治具で支持して移動させ、収納空部8内に挿入する。そして、圧電振動子2の先端面を弾性板15の島部12に当接させた状態で位置決めする。位置決めをしたならば、この位置決め状態で固定板3の背面とケース6の内壁との間に接着剤を注入して振動子ユニット5を接着する。

[0056]

測定工程は、図3に示すように、評価信号発生手段の一種である評価パルス発生回路30と、インク量測定手段の一種である電子天秤31とを用いて行う。本 実施形態では、評価パルス発生回路30と記録ヘッド1とを電気的に接続し、評価パルス発生回路30が発生した評価パルスTP1(評価信号の一種)を圧電振 動子2に供給して記録ヘッド1からインク滴を吐出させる。そして、吐出されたインク滴の重量を電子天秤31によって測定し(インク量測定段階)、測定されたインク重量に基づいて圧力室17内のインクの固有振動周期Tcを判定する(第1周期判定段階)。

[0057]

評価パルス発生回路30は、例えば、図4に示す評価パルスTP1を発生する。この評価パルスTP1は、基準電位としての中間電位Vmから最大電位Vhまで一定勾配で電位を上昇させる励振要素P1と、励振要素P1に続いて発生されて最大電位Vhを維持する第1ホールド要素P2と、第1ホールド要素P2に続いて発生されて最大電位Vhから最低電位VLまで一定勾配で電位を下降させ、これによりノズル開口16からインク滴を吐出させる吐出要素P3と、吐出要素P3に続いて発生されて最低電位VLを維持する第2ホールド要素P4と、最低電位VLから中間電位Vmまで一定勾配で電位を上昇させる制振要素P5とから構成される。

[0058]

励振要素P1は、圧力室17内のインクに圧力振動を励起させる要素である。 この励振要素P1が圧電振動子2に供給されると、つまり、励振要素P1を供給 し、最大電位Vhを維持すると、圧力室17内のインク圧力は、図5に示すよう に変動する。即ち、励振要素P1の供給により圧力室17が膨張されてインク圧 力は定常状態よりも低くなる。その後、ダイヤフラム部を構成する樹脂フィルム 23の反動等によってインク圧力は定常状態よりも高くなり、その後、インク圧 力は定常状態よりも低くなる。即ち、この励振要素P1の供給によって圧力室1 7内のインクには、上記した固有振動周期Tcの圧力振動が励起される。

[0059]

この励振要素 P 1 の発生時間 P w c 1、つまり、圧電振動子 2 への供給時間は、固有振動周期 T c の圧力振動を励起させ得る時間に設定される。そして、圧力振動を効率よく励起させるという目的からすれば、この時間 P w c 1 は、圧力室 1 7 内におけるインクの固有振動周期 T c の設計値以下に設定されることが好ましく、設計値の 1 / 2 以下に設定されるのがより好ましい。

[0060]

吐出要素 P 3 は、圧力室 1 7 を収縮させることでインクを加圧して、インク滴をノズル開口 1 6 から吐出させる要素である。この吐出要素 P 3 の発生時間 P w d 1 は、インク滴を吐出させるために必要な圧力が得られる時間に設定される。この時間 P w d 1 は、好ましくは、固有振動周期 T c の設計値の 1 / 2 以下に設定される。

[0061]

第1ホールド要素P2は、吐出要素P3の供給開始タイミング、言い換えれば励振要素P1の終端から吐出要素P3の始端までの時間間隔を規定する要素である。そして、インク量測定段階では、複数種類の発生時間Pwh1が設定される。即ち、第1ホールド要素P2の発生時間Pwh1が異なる複数種類の評価パルスTP1が用いられ、インク量の測定が複数回行われる。

[0062]

本実施形態では、発生時間Pwh1を基準となる第1標準時間に設定した第1評価パルスと、発生時間Pwh1を第1標準時間よりも短い第2標準時間に設定した第2評価パルスと、発生時間Pwh1を第1標準時間よりも長い第3標準時間に設定した第3評価パルスとを用い、インク量の測定を3回行う。

[0063]

ここで、上記の第1標準時間は、組み立て後の記録ヘッド1が設計値通りの固有振動周期Tcを有していた場合に、最も吐出インク量が少なくなる時間に設定される。例えば、第1標準時間は、励振要素P1の発生時間Pwc1との和が固有振動周期Tcの設計値における±10%の範囲内に入る時間に設定される。また、第2標準時間は、第1標準時間よりも所定時間短い時間に設定され、第3標準時間は、第1標準時間よりも所定時間長い時間に設定される。

[0064]

具体的に説明すると、固有振動周期T cの設計値が約 8.4μ s(マイクロ秒)であり、励振要素P1の発生時間Pw c 1 が 4.2μ s の場合には、図6 に示すように、第1 標準時間 (M) が 4.2μ s とされ、第2 標準時間 (S) が第1 標準時間よりも 0.8μ s 短い 3.4μ s とされ、第3 標準時間(L) が第1 標

準時間よりも0.8μs長い5.0μsとされる。

[0065]

そして、インク量測定段階では、上記の如く定めた3種類の評価パルスTP1を圧電振動子2に供給する。このような評価パルスTP1が圧電振動子2に供給されると、励振要素P1の供給に伴って圧力室17が膨張し、圧力室17内のインクに圧力振動が励起される。続いて、圧力室17の膨張状態が第1ホールド要素P2の供給時間に亘って維持され、吐出要素P3の供給に伴って圧力室17が収縮し、ノズル開口16からインク滴が吐出される。この吐出されたインク滴を捕集し、電子天秤31を用いて各評価パルスTP1毎の捕集量(つまり、捕集重量)を測定する。

なお、インク量の測定は、精度や自動化への対応が容易であることから電子天 秤31を用いたが、インク量が測定できるものであれば測定手段は電子天秤31 に限定されるものではない。

[0066]

このインク量測定段階において、インク滴の吐出量は各評価パルスTP1毎に相違する。例えば、組み立て後の記録ヘッド1が設計値通りの固有振動周期Tcを有していた場合において第1評価パルスを用いると、図5中に符号Mで示すタイミングで吐出要素P3が供給される。この場合、吐出要素P3によるインクの加圧力が、励振要素P1によって励起されたインクの圧力振動によって相殺されるので、インク滴の吐出量は最も少なくなる。また、第2評価パルスを用いると図5中に符号Sで示すタイミングで吐出要素P3が供給され、第3評価パルスを用いると図5中に符号Lで示すタイミングで吐出要素P3が供給される。これらの場合は、第1評価パルスを用いた場合よりも効率よくインクを加圧できるので、インク量は第1評価パルスよりも増える。

[0067]

また、組み立て後の記録ヘッド1が設計値よりも短い固有振動周期Tcを有していた場合には、図5中に破線で示すように、吐出インク量が最少となる第1ホールド要素P2の供給時間は、固有振動周期Tcが設計値通りの記録ヘッド1よりも短くなる。このため、インク量に関しては、第2評価パルスを用いた場合が

最も少なくなり、第1評価パルスを用いた場合が2番目に少なくなり、第3評価 パルスを用いた場合が最も多くなる。

[0068]

反対に、組み立て後の記録ヘッド1が設計値よりも長い固有振動周期Tcを有していた場合には、図5中に一点鎖線で示すように、吐出インク量が最少となる第1ホールド要素P2の供給時間は、固有振動周期Tcが設計値通りの記録ヘッド1よりも長くなる。このため、インク量に関しては、第2評価パルスを用いた場合が最も多くなり、第1評価パルスを用いた場合が2番目に多くなり、第3評価パルスを用いた場合が最も少なくなる。

[0069]

そして、第1周期判定段階では、各評価パルスTP1毎のインク量に基づいて圧力室17内のインク圧力の固有振動周期を判定する。例えば、図6に示すように、第1評価パルス(Pwh1=4.2 μ s)に対応するインク量 Iw1と、第2評価パルス(Pwh1=3.4 μ s)に対応するインク量 Iw2と、第3評価パルス(Pwh1=5.0 μ s)に対応するインク量 Iw3とを比較することにより、つまり、励振要素 P1 から吐出要素 P3 までの時間間隔とインク量との相関関係から固有振動周期Tcを判定する。

[0070]

即ち、これらのインク量 I w 1 , I w 2 , I w 3 を比較した時、インク量 I w 1 が最も少なく、インク量 I w 2 , I w 3 がインク量 I w 1 よりも大きい関係を有する記録へッド1 の場合(図 6 に丸印の線分で示す場合)には、上記したように、組立後における記録へッド1 の固有振動周期Tc は設計値通りであると判定する。さらに、本実施形態では、インク量 I w 1 , I w 2 が略等しく、インク量 I w 3 がインク量 I w 1 よりも多い記録ヘッド1と、インク量 I w 1 , I w 3 が略等しく、インク量 I w 2 がインク量 I w 1 よりも多い記録ヘッド 1 とについても、固有振動周期Tc は設計値通りであると判定している。

[0071]

また、インク量 I w 2 が最も少なく、インク量 I w 1 が 2 番目に少なく、インク量 I w 3 が最も大きい関係を有する記録ヘッド 1 の場合 (図 6 に四角印の線分

で示す場合)には、組立後における記録ヘッド1の固有振動周期T c は設計値よりも短いと判定する。

[0072]

また、インク量Iw2が最も多く、インク量Iw1が2番目に多く、インク量Iw3が最も少ない関係を有する記録ヘッド1の場合(図6に×印の線分で示す場合)には、組立後における記録ヘッド1の固有振動周期Tcは設計値よりも長いと判定する。

[0073]

なお、上記以外のパターンが得られた場合にはエラーとして扱い、再測定を促す等の処理を行う。

[0074]

このように、本実施形態では、励振要素P1から吐出要素P3までの時間間隔を異ならせた3種類の評価パルスTP1を用いてインク滴を吐出させ、各評価パルスTP1とインク量Iw1~Iw3の相関関係から固有振動周期Tcを判定しているので、判定が簡便であり測定の自動化への対応も容易である。

[0075]

ランク分け工程では、測定工程における第1周期判定段階での判定結果に基づき、記録ヘッド1を3段階のTcランクに分類する。即ち、図7に示すように、固有振動周期Tcが設計値通りである場合には標準(def)ランクに分類してTcランクID=0を付与する。また、固有振動周期Tcが設計値より短い場合にはTcminランクに分類してTcランクID=1を付与し、固有振動周期Tcが設計値より長い場合にはTcmaxランクに分類してTcランクID=2を付与する。

[0076]

そして、本実施形態では、固有振動周期Tcの設計値が約8.4 μ sであるので、図8に示すように、圧力室17内のインクの固有振動周期Tcが7.6 μ s以上9.2 μ s以下である記録ヘッド1が標準ランクに分類され、固有振動周期Tcが7.6 μ s未満の記録ヘッド1がTcminランクに分類され、固有振動周期Tcが9.2 μ sよりも大きい記録ヘッド1がTcmaxランクに分類され

る。

[0077]

このように、本実施形態の製造方法では、Tcランクとして、固有振動周期Tcが設計値通りである標準ランクと、固有振動周期Tcが設計値より短いTcminランクと、固有振動周期Tcが設計値より長いTcmaxランクとを設定し、組立後の記録ヘッド1をこれら3つのTcランクに分類するようにしたので、後述するように、Tcランク毎に記録用の駆動波形を設定することができ、画質の均一化が容易である。

また、固有振動周期Tcの判定に関し、励振要素P1から吐出要素P3までの時間間隔と吐出インク量との相関関係よって行っているので、簡便であり測定の自動化への対応も容易である。このため、製造効率を落とすことなく記録ヘッド1の分類ができ、量産に適する。

[0078]

ところで、上記した測定工程では、評価パルス発生回路30と電子天秤31とを用いてインク重量を測定し、このインク重量に基づいて圧力室17内のインクの固有振動周期Tcを判定していたが、固有振動周期Tcの測定はこの方法に限定されるものではない。

例えば、インク滴の体積を測定し、測定された体積から圧力室17内のインクの固有振動周期Tcを判定するようにしてもよい。要するに、吐出されたインクの量に基づいて固有振動周期Tcを判定すればよい。

[0079]

また、上記の測定工程を、吐出されたインク滴の飛行速度を測定するインク速度測定段階と、測定された飛行速度に基づいて固有振動周期Tcを判定する第2周期判定段階とから構成してもよい。

[0080]

即ち、上記した評価パルスTP1を用いた場合、第1ホールド要素P2の供給時間を変えることにより、インク滴の量に比例してインク滴の飛行速度も変化する。具体的には、インク量が最少となる供給時間ではインク滴の飛行速度が最も遅くなり、インク量が増すほど飛行速度が上昇する。従って、インク速度測定段

階では、評価信号における励振要素P1の終端から吐出要素P3の始端までの時間間隔Pwh1を変えてインク滴速度の測定を複数回行い、第2周期判定段階では、励振要素P1から吐出要素P3までの時間間隔とインク滴速度との相関関係を判定することで、固有振動周期Tcの測定が行える。

[0081]

そして、この場合においても、評価パルスTP1における励振要素P1から吐出要素P3までの時間間隔Pwh1を、第1標準時間、第2標準時間、及び、第3標準時間に設定し、インク滴速度の測定を3回行うことで固有振動周期Tcの測定を簡便に行うことができる。

[0082]

なお、インク滴の飛行速度を測定する速度測定装置としては、飛行速度が測定 できればどのような構成であってもよい。

例えば、速度測定装置として、インク滴の飛行軌跡に交差する光線(例えば、レーザー光線)を発生する光線発生機構と、この光線を受光する受光機構と、受光機構からの検出信号に基づきインク滴が吐出された時点から光線を横切るまでの経過時間を計時する計時機構とを備え、計時機構による計時情報に基づいてインク滴の飛行速度を求めるものが好適に用いられる。

[0083]

また、上記の実施形態では、第1評価パルス、第2評価パルス、及び、第3評価パルスからなる3種類の評価パルスTP1を用いてインク量の測定やインク速度の測定を3回行っていたが、この方法に限定されるものではない。

例えば、励振要素P1から吐出要素P3までの時間間隔が第2評価パルスよりも短い第4評価パルスと、励振要素P1から吐出要素P3までの時間間隔が第3評価パルスよりも長い第5評価パルスとをさらに加えて、5種類の評価パルスTP1を用いて測定を5回行い、その測定結果から固有振動周期Tcを相対的に求めるようにしてもよい。同様に、2種類の評価パルスTP1を用いて測定を2回行い、その測定結果から固有振動周期Tcを相対的に求めるようにしてもよい。

[0084]

そして、3種類以上の評価パルスTP1を用いて測定を3回以上行った場合に

は、対象となる記録ヘッド1が、設計値通りの固有振動周期Tcを有するのか、 設計値よりも短い固有振動周期Tcを有するのか、それとも設計値よりも長い固 有振動周期Tcを有するのかを、より明確に把握することができる。

[0085]

また、上記の実施形態では、圧力発生素子として縦振動モードの圧電振動子 2 を用いた記録ヘッド 1 の場合について説明したが、本発明は、たわみ振動モード の圧電振動子や横振動モードの圧電振動子を用いた記録ヘッドにも適用できる。

[0086]

また、圧力発生素子は圧電振動子に限定されるものではなく、例えば、磁歪素子や発熱素子であってもよい。以下、発熱素子を用いた記録ヘッドに本発明を適用した例について説明する。

[0087]

まず、図9から図11を参照して、記録ヘッド70の構成について説明する。 例示した記録ヘッド70は、共通インク室71の隔壁の一部を構成するベース板部72と、共通インク室71の深さを確保するための堰部を形成する板状の堰部 形成部材73と、圧力室74やインク供給口75となる空部を設けた流路形成基板76と、複数のノズル開口77を列状に開設したノズルプレート78とから構成される。

そして、この記録ヘッド70は、ベース板部72上に堰部形成部材73を接合し、ベース板部72とは反対側の堰部形成部材73の表面に流路形成基板76を接合し、堰部形成部材73とは反対側の流路形成基板76の表面にノズルプレート78を接合することで作製される。

[0088]

この記録ヘッド70では、共通インク室71と圧力室74との間を狭窄状のインク供給口75で連通している。また、圧力室74は略方形状の空部で作製され、この圧力室74にはノズル開口77が連通している。このノズル開口77は、圧力室74側に向けて拡径した略テーパー形状に形成されており、圧力室74側の開口面積は圧力室74の開口を覆える程度に広く形成されている。

[0089]

そして、この記録ヘッド70では、共通インク室71からインク供給口75及び圧力室74を通ってノズル開口77に連通するインク流路が、ノズル開口77に対応した数だけ形成されている。また、ノズル開口77に対向する圧力室74の内壁面には圧力発生素子の一種である発熱素子79が設けられている。

[0090]

この記録ヘッド70でインク滴を吐出させる場合には、図12に示すように、 定常状態から発熱素子79を急激に発熱させることで、発熱素子79上のインク を沸騰させて気泡80を圧力室74内で発生させる。即ち、図12(a)に示す 定常状態では、発熱素子79を非発熱状態にする。この定常状態では、発熱素子 79上に気泡は発生しないのでインク滴は吐出されない。そして、この定常状態 から発熱素子79を発熱させると、図12(b)に示すように、発熱素子79上 のインクが沸騰して気泡80が発生して急速に膨張し、圧力室74内のインクを 加圧する。その結果、ノズル開口77から押し出されたインクがインク滴となっ て飛翔する。

[0091]

このような構成の記録ヘッド70について圧力室74内のインク圧力の固有振動周期Tcを測定するには、例えば、図13に示す評価駆動信号TD(本発明の評価信号の一種)を評価信号発生回路(本発明の評価信号発生手段の一種、図示せず。)から発生させて記録ヘッド70に供給し、インク滴を吐出させる。

[0092]

この評価駆動信号TDは、圧力室74内のインクに固有振動周期Tcの圧力振動を励起させる励振要素P11を含む励振パルスTP2と、この励振パルスTP2よりも後に発生されてノズル開口77からインク滴を吐出させる吐出要素P12を含む吐出パルスTP3とを含んでいる。そして、この評価信号でも、励振要素P11から吐出要素P12までの時間間隔diswを変えることで、上記した実施形態と同様にインク量が変化する。従って、評価信号における励振要素P11から吐出要素P12までの時間間隔diswを変えてインク量の測定を複数回行い、時間間隔diswとインク量又は飛行速度との相関関係から固有振動周期Tcを測定することができる。

[0093]

そして、測定された固有振動周期Tcに基づき、組立後の記録ヘッド70を複数のTcランクに分類することで、後述するように、Tcランク毎に記録用の駆動信号COMを設定することができ、画質の均一化を容易に行うことができる。また、作業も簡便であるため、製造効率を落とすことなく記録ヘッド70が分類でき、量産に適する。

[0094]

そして、Tcランク毎に分類された記録ヘッド1(70)には、Tcランクが表記される。このTcランクの表記は、例えば、図14に示すように、ランク表記部材32によって行われる。このランク表記部材32としては、裏面に接着層を形成したシール部材やプレート部材が好適に用いられる。

また、ランク表記部材32に付されるランク表記情報としては、文字、数字、 図形等の記号によって構成されたマーク情報や、スキャナーによって光学的に読 み取り可能な符号化情報によって構成することができる。

[0095]

そして、上記のマーク情報としては、T c ランクを示す記号(本発明の第1マーク情報に相当。)を用いることができる。

例えば、標準ランクのTcランクIDが「O」、TcminランクのTcランクIDが「1」、TcmaxランクのTcランクIDが「2」であった場合には、マーク情報として「O」、「1」、「2」を用いることができる。同様に、アルファベットも用いることもできる。

[0096]

また、上記のノズル列を複数列備えた記録ヘッド1では、ノズル列同士のT c ランクの組み合わせを示す記号(本発明の第2マーク情報に相当。)を用いることもできる。

例えば、ノズル列を2列備え、各ノズル列が3ランク(標準、Tcmin、Tcmax)に分類された記録ヘッド1では、マーク情報を次のように設定することができる。即ち、第1ノズル列と第2ノズル列とが共に標準ランクの場合にはマーク情報として「A」を用いる。また、第1ノズル列が標準ランクであって、

第2ノズル列がTcminランクの場合にはマーク情報として「B」を用いる。 さらに、第1ノズル列が標準ランクであって、第2ノズル列がTcmaxランク の場合にはマーク情報として「C」を用いる。以下同様に、9通りのTcランク の各組み合わせについてマーク情報を付与する。

[0097]

このような構成を採ることにより、複数のノズル列を備えた記録ヘッド1においてもランク表記部材32に表記するマーク情報の数を減らすことができ、ランク表記部材32の表記領域を有効利用することができる。例えば、表記領域に他の情報を表記することができる。

[0098]

上記の符号化情報としては、スキャナで読み取られた二値画像情報をTcランクIDに変換し得るパターン画像が用いられる。例えば、複数種類の線幅の平行線で構成されたバーコードが好適に用いられる。このように、ランク表記情報として符号化情報を用いると、符号化情報が記されたランク表記部材32を記録ヘッド1の所定位置に貼設することにより、当該記録ヘッド1のTcランク情報をスキャナーやラインセンサによって自動的に読み取らせることが可能になる。このため、記録ヘッド1に適した駆動波形を設定する際において、Tcランク情報の読み取り作業が自動化でき、作業の効率化に寄与する。

[0099]

また、上記のTcランクに関し、例えば図15に示すように、Tcランクを示すランク識別情報をランク識別情報記憶素子33に電気的に記憶させてもよい。この場合、ランク識別情報記憶素子33は、記録ヘッド1に内蔵される。

このランク識別情報記憶素子33は、ランク識別情報を電気的に読み取り可能に記憶する素子であればよく、例えば、EEPROMやICメモリといった情報の書き換えが可能な不揮発性メモリが好適に用いられる。

この構成では、図16に示すように、ランク識別情報記憶素子33と記録装置の制御部46とを電気的に接続できるので、ランク識別情報の読み取りを自動化することができる。

[0100]

次に、記録ヘッド1に付されたTcランクの使用方法、即ち、Tcランクに基づき、駆動信号を構成する波形要素の制御因子を設定する手順について説明する。ここで、図16はプリンタやプロッタ等のインクジェット式記録装置の電気的構成を説明するブロック図である。

[0101]

例示した記録装置は、プリンタコントローラ41とプリントエンジン42とを 備えている。

[0102]

プリンタコントローラ41は、ホストコンピュータ(図示せず)等からの印刷データ等を受信するインターフェース43と、各種データの記憶等を行うRAM 44と、各種データ処理のための制御ルーチン等を記憶したROM45と、本発明の波形制御手段としても機能し、CPUを含んで構成された制御部46と、発振回路47と、本発明の駆動信号発生手段として機能し、記録ヘッド1へ供給する駆動信号を発生する駆動信号発生回路48と、印刷データをドット毎に展開することで得られた印字データや駆動信号等をプリントエンジン42に送信するためのインターフェース49とを備えている。

[0103]

プリントエンジン42は、上記の記録ヘッド1と、キャリッジ機構51と、紙送り機構52とから構成されている。記録ヘッド1は、印字データがセットされるシフトレジスタ53にセットされた印字データをラッチするラッチ回路54と、電圧増幅器として機能するレベルシフタ55と、圧電振動子2に対する駆動信号の供給を制御するスイッチ回路56と、圧電振動子2と、上記のランク識別情報記憶素子33とを備えている。

[0104]

上記の制御部46は、ROM45に記憶された動作プログラムに則って動作し、記録装置の各部を制御する。駆動信号発生回路48は、制御部46によって定められた波形形状の駆動信号COMを発生する。そして、制御部46(波形制御手段)は、記録ヘッド1に付与されたTcランクに応じて駆動信号発生回路48を制御し、駆動信号の波形形状を定める。つまり、Tcランクに応じて、駆動信

号を構成する波形要素の制御因子を定める。

[0105]

以下、Tcランクに基づく駆動信号の波形制御について説明する。まず、Tcランクに応じて、インク滴吐出後におけるメニスカスの振動抑制に影響を及ぼす振動抑制要素の制御因子を定めた例について説明する。

[0106]

図17に例示した駆動信号COM1は、メニスカスを微振動させる微振動パルスDP1と、この微振動パルスDP1の後に発生され、ノーマルドット(ND)のインク滴をノズル開口16から吐出させるノーマルドット駆動パルスDP2とを含む。そして、これらの微振動パルスDP1及びノーマルドット駆動パルスDP2を、印刷周期T毎に繰り返し発生する。

[0107]

この駆動信号COM1では、微振動パルスDP1とノーマルドット駆動パルスDP2の何れか一方を、圧電振動子2に供給する。即ち、インク滴を吐出させる場合にはノーマルドット駆動パルスDP2のみを選択して圧電振動子2に供給し、インク滴を吐出させない場合には微振動パルスDP1のみを選択して圧電振動子2に供給する。

[0108]

微振動パルスDP1は、印字内微振動を行わせるための駆動パルスであり、中間電位VMからこの中間電位よりも少し高い第2中間電位VMHまで、インク滴を吐出させない程度の比較的緩やかな電位勾配で電位を上昇させる微振動膨張要素P21と、微振動膨張要素P21に続いて発生されて第2中間電位VMHを所定時間維持する微振動ホールド要素P22と、微振動ホールド要素P22に続いて発生されて第2中間電位VMHから中間電位VMまで比較的緩やかな電位勾配で電位を下降させる微振動収縮要素P23とから構成される。

[0109]

この微振動パルスDP1が圧電振動子2に供給されると、圧電振動子2や圧力室17は次のように動作する。即ち、微振動膨張要素P21の供給に伴って圧電振動子2が少し収縮し、圧力室17が定常状態から少し膨張する。この膨張に伴

って圧力室17内が減圧され、メニスカスが圧力室側に少し引き込まれる。この 圧力室17の膨張状態は微振動ホールド要素P22の供給期間に亘って維持され 、メニスカスはこの維持期間中に亘って自由振動する。その後、微振動収縮要素 P23が供給されて圧電振動子2が少し伸長し、圧力室17は定常状態まで収縮 する。この収縮に伴い、圧力室17内のインクが少し加圧されメニスカスの振動 が加振される。これにより、ノズル開口16付近のインクの増粘が防止される。

[0110]

ノーマルドット駆動パルスDP2は、本発明の第1駆動パルスに相当し、中間電位VMから最大電位VPまでインク滴を吐出させない程度の一定勾配で電位を上昇させる膨張要素P24と、膨張要素P24に続いて発生されて最大電位VPを所定時間維持する膨張ホールド要素P25と、膨張ホールド要素P25に続いて発生されて最大電位VPから最低電位VGまで急激に電位を下降させる吐出要素P26と、吐出要素P26に続いて発生されて最低電位VGを所定時間維持する制振ホールド要素P27と、制振ホールド要素P27に続いて発生されて最低電位VGから中間電位VMまで電位を上昇させる制振要素P28とから構成される。

[0111]

このノーマルドット駆動パルスDP2において、膨張要素P24から制振要素P28までの各要素が本発明の波形要素に相当する。また、膨張要素P24が本発明の第1膨張要素に相当し、吐出要素P26が本発明の第1吐出要素に相当し、制振ホールド要素P27が本発明の制振ホールド要素(振動抑制要素の一種)に相当し、制振要素P28が本発明の第1制振要素に相当する。

[0112]

このノーマルドット駆動パルスDP2が圧電振動子2に供給されると、圧電振動子2や圧力室17は次のように動作する。

[0113]

即ち、膨張要素 P 2 4 の供給に伴って圧電振動子 2 が大きく収縮し、圧力室 1 7 が定常状態から最大容積まで膨張する。この膨張に伴って圧力室 1 7 内が減圧され、メニスカスが圧力室側に引き込まれる。この圧力室 1 7 の膨張状態は膨張

ホールド要素 P 2 5 の供給期間に亘って維持され、メニスカスはこの維持期間中に亘って固有振動周期 T c で自由振動する。

続いて、吐出要素 P 2 6 が供給されて圧電振動子 2 が大きく伸長し、圧力室 1 7 は最小容積まで急激に収縮する。この収縮に伴い、圧力室 1 7 内のインクが加圧されてノズル開口 1 6 からインク滴が吐出される。吐出要素 P 2 6 に続いて制振ホールド要素 P 2 7 が供給されるので圧力室 1 7 の収縮状態は維持されるが、このときメニスカスはインク滴吐出の影響を受けて大きく振動している。

その後、メニスカスの振動を打ち消し得るタイミングで制振要素 P 2 8 が供給され、圧力室 1 7 が定常状態まで膨張復帰する。即ち、圧力室 1 7 内のインク圧力を相殺すべく、圧力室 1 7 を膨張させてインク圧力を減圧する。これにより、メニスカスの振動を短時間で抑制することができ、次のインク滴の吐出を安定させることができる。

[0114]

そして、制御部46(波形制御手段)は、Tcランクに応じて駆動信号発生回路48(駆動信号発生手段)を制御し、吐出要素 <math>P26と制振要素 P28との間に発生する制振ホールド要素 P27の発生時間 Pwh2を変更する。つまり、Tcランクに応じて制振要素 <math>P28による圧力室 P27の減圧タイミングを変えている。例えば、標準ランク及び P270でmaxの記録ヘッド P271については、発生時間 P271にかりない。発生時間 P271にかりない。発生時間 P271にかりない。発生時間 P271にかりない。発生時間 P271にかりない。発生時間 P271にかりない。

[0115]

このように制振ホールド要素 P 2 7 の発生時間 P w h 2 を T c ラングに応じて変えると、メニスカスの振動を効率良く抑えることができる。

即ち、インク滴吐出直後におけるメニスカスの振動は、圧力室17内のインク圧力に大きく影響されている。つまり、固有振動周期Tcの影響を大きく受けて振動している。このため、Tcランクに応じて制振ホールド要素P27の発生時間Pwh2を変えることにより、その記録ヘッド1の固有振動周期Tcに適したタイミングで制振要素P28を供給することができる。従って、メニスカスの振動を効率良く抑えることができる。

[0116]

さらに、制振ホールド要素 P 2 7 に関し、同じT c ランクに分類された記録ヘッド 1 については同じ変更を施しており、各記録ヘッド 1 毎に異なる専用波形を使用するものではない。このため、量産する際に効率が良い。さらに、製造過程での個体差を補正できるので、従来廃棄せざる得なかった記録ヘッド 1 であっても記録装置に搭載でき、歩留まりの向上も図れる。

[0117]

なお、本実施形態ではTcランクが標準の記録ヘッド1とTcmaxの記録ヘッド1について同じ発生時間Pwh2としたが、勿論、標準ランクの記録ヘッド1とTcmaxの記録ヘッド1とで別個の発生時間Pwh2を設定してもよい。

[0118]

次に、一印刷周期内における先の駆動パルスの終端と後の駆動パルスの始端との間を接続する第2パルス接続要素の発生時間を、Tcランクによって定めた例について説明する。

[0119]

図18に例示した駆動信号COM2は、ノーマルドット駆動パルスを一印刷周期内に3つ含み、これらのノーマルドット駆動パルスDP3~DP5を印刷周期 T毎に繰り返し発生する。

[0120]

そして、この駆動信号COM2では、ドットの階調に応じてこれらの駆動パルスDP3~DP5を選択して圧電振動子2に供給する。例えば、ドットパターンデータが階調値(01)であった場合には、2番目のノーマルドット駆動パルスDP4のみを圧電振動子2に供給する。また、階調値(10)であった場合には、1番目のノーマルドット駆動パルスDP3と3番目のノーマルドット駆動パルスDP5とを圧電振動子2に供給する。さらに、階調値(11)であった場合には、各ノーマルドット駆動パルスDP3~DP5を圧電振動子2に供給する。

[0121]

各ノーマルドット駆動パルスDP3~DP5は、上記のノーマルドット駆動パルスDP2と同様に本発明の第1駆動パルスに相当する。そして、これらのノー

マルドット駆動パルスDP3~DP5を構成する各波形要素P24~P28は、 ノーマルドット駆動パルスDP2の波形要素P24~P28と同様である。この ため、その説明は省略する。

[0122]

この駆動信号COM2では、ノーマルドット駆動パルス同士の間にパルス接続 要素P31, P32を発生させ、駆動パルス同士を一連に接続している。

即ち、パルス接続要素 P 3 1 により、ノーマルドット駆動パルス D P 3 (本発明の先の駆動パルスに相当)の終端とノーマルドット駆動パルス D P 4 (本発明の後の駆動パルスに相当)の始端とを接続している。また、パルス接続要素 P 3 2 により、ノーマルドット駆動パルス D P 4 (本発明の先の駆動パルスに相当)の終端とノーマルドット駆動パルス D P 5 (本発明の後の駆動パルスに相当)の始端とを接続している。

従って、この駆動信号COM2において、パルス接続要素P31,P32は、本発明の振動抑制要素の一種であり、第2パルス接続要素に相当する。

[0123]

そして、制御部46(波形制御手段)は、Tcランクに応じて駆動信号発生回路48(駆動信号発生手段)を制御し、制振ホールド要素P27の発生時間Pwh2と、パルス接続要素P31の発生時間pdis1と、パルス接続要素P32の発生時間pdis2を変更する。

[0124]

これは、各ノーマルドット駆動パルスDP3~DP5によるインク滴吐出タイミングを揃えるためである。即ち、発生時間Pwh2の変更により、制振要素P28の供給タイミングについては適正化が図られたが、単に発生時間Pwh2を変更しただけでは、ノーマルドット駆動パルスDP4,DP5の供給タイミングが前後してしまう。そこで、発生時間Pwh2の変更に併せて発生時間pdis1と発生時間pdis2とを適宜変更し、インク滴の吐出タイミングを揃えている。これにより、各ノーマルドット駆動パルスDP3~DP5におけるインク滴吐出タイミングが揃えられるので、インク滴の着弾位置の均一化が図れ、画質向上に寄与する。

[0125]

次に、第2駆動パルスの第2制振要素の発生時間と、第3駆動パルスの第1パルス接続要素の発生時間とを、Tcランクによって定めた例について説明する。

[0126]

図19に例示した駆動信号COM3は、メニスカスを微振動させる微振動パルスDP1′と、この微振動パルスDP1′の後に発生され、マイクロドットのインク滴をノズル開口16から吐出させるマイクロドット駆動パルスDP6と、ミドルドットのインク滴をノズル開口16から吐出させるミドルドット駆動パルスDP7とを含み、これらの駆動パルスDP1′, DP6, DP7を印刷周期T毎に繰り返し発生する。

[0127]

この駆動信号COM3では、インク滴を吐出させない場合に微振動パルスDP1 のみを選択して圧電振動子2に供給し、ドットパターンデータがマイクロドットのデータであった場合にマイクロドット駆動パルスDP6のみを圧電振動子2に供給する。また、ミドルドットのデータであった場合にミドルドット駆動パルスDP7のみを圧電振動子2に供給する。さらに、ラージドットのデータであった場合にマイクロドット駆動パルスDP6とミドルドット駆動パルスDP7とを圧電振動子2に供給する。

[0128]

微振動パルスDP1 ´は、上記した微振動パルスDP1と同様に印字内微振動を行わせる駆動パルスであり、微振動膨張要素P21 ´と微振動ホールド要素P22 ´と微振動収縮要素P23 ´とから構成される。

この微振動パルスDP1´と微振動パルスDP1との違いは、微振動パルスDP1が中間電位VMから第2中間電位VMHの範囲で電位を変化させているのに対し、この微振動パルスDP1´が最低電位VGから中間電位VMの範囲で電位を変化させている点である。そして、他の点に変わりはないので、この微振動パルスDP1´に関する詳細な説明は省略する。

[0129]

マイクロドット駆動パルスDP6は、本発明の第2駆動パルスに相当し、最低

電位VGから最大電位VPHまで比較的急峻な勾配で電位を上昇させる膨張要素P41と、膨張要素P41に続いて発生されて最大電位VPHを極く短い時間維持する膨張ホールド要素P42と、最大電位VPHからこの最大電位VPHよりも少し低い第2最大電位VPLまで比較的急峻な勾配で電位を下降させる吐出要素P43と、第2最大電位VPLを極く短い時間維持する吐出ホールド要素P44と、第2最大電位VPLから最低電位VGまで比較的緩やかな電位勾配で電位を下降させる制振要素P45とから構成される。

[0130]

このマイクロドット駆動パルスDP6において、膨張要素P41から制振要素P45までの各要素が本発明の波形要素に相当する。また、膨張要素P41が本発明の第2膨張要素に相当し、吐出要素P43が本発明の第2吐出要素に相当し、制振要素P45が本発明の第2制振要素(振動抑制要素の一種)に相当する。

[0131]

このマイクロドット駆動パルスDP6が圧電振動子2に供給されると、圧電振動子2や圧力室17は次のように動作する。

即ち、膨張要素P41の供給に伴って圧電振動子2が大きく収縮し、圧力室17が最小容積から最大容積まで急速に膨張する。この膨張に伴って圧力室17内が大きく減圧され、メニスカスが圧力室側に大きく引き込まれる。このとき、メニスカスの中心部分、即ち、ノズル開口16の中央付近は、一旦大きく引き込まれ、その後、反動で凸状に盛り上がった状態になる。次に、膨張ホールド要素P42と吐出要素P43とが続けて供給されて、吐出要素P43の供給に伴って圧力室17が少し収縮してインクが少し加圧され、メニスカスの中心部分がインク滴として吐出される。このインク滴の吐出に伴ってメニスカスは大きく振動するが、その後に供給される制振要素P45によって圧力室17が緩やかに収縮し、インク滴吐出後のメニスカスの振動が抑制される。

[0132]

そして、制御部46(波形制御手段)は、Tcランクに応じて駆動信号発生回路48(駆動信号発生手段)を制御し、制振要素P45の発生時間Pwdμ2を変更する。つまり、Tcランクに応じて制振要素P45による圧力室17の収縮

速度を変えている。併せて、マイクロドット駆動パルスDP6とミドルドット駆動パルスDP7との間に発生されるパルス接続要素 P33の発生時間 Pwhμ3 も変更する。

[0133]

例えば、標準ランクの記録ヘッド1については発生時間 $Pwd\mu2e4.3\mu$ sに、発生時間 $Pwh\mu3e11.0\mu$ sにそれぞれ設定し、Tcminの記録ヘッド1については発生時間 $Pwd\mu2e4.1\mu$ sに、発生時間 $Pwh\mu3e11.2\mu$ sにそれぞれ設定し、Tcmaxの記録ヘッド1については発生時間 $Pwd\mu2e4.7\mu$ sに、発生時間 $Pwh\mu3e10.6\mu$ sにそれぞれ設定する。

[0134]

これも、メニスカスの振動を効率良く抑えるためである。即ち、インク滴吐出直後においてメニスカスは、固有振動周期Tcの影響を大きく受けて振動している。このため、Tcランクに応じて制振要素P45の発生時間Pwdμ2を変えることにより、圧力室17内のインクの加圧速度が変化し、インク内の圧力振動を効率よく抑えることができる。

また、パルス接続要素 P 5 3 の発生時間 P w h μ 3 も併せて変更しているので、次に発生されるミドルドット駆動パルス D P 7 によるインク滴の吐出タイミングを揃えることができる。

[0135]

次に、ミドルドット駆動パルスDP7について説明する。このミドルドット駆動パルスDP7は、本発明の第3駆動パルスに相当し、インク滴を吐出する吐出パルスPS1と、この吐出パルスPS1の後に発生されてインク滴吐出後におけるメニスカスの振動を抑制する制振パルスPS2と、これらの吐出パルスPS1と制振パルスPS2との間を接続する第1パルス接続要素P49とを備える。

[0136]

吐出パルスPS1は、最低電位VGから第3最大電位VPMまでインク滴を吐出させない程度の勾配で電位を上昇させる膨張要素P46と、膨張要素P46に 続いて発生されて第3最大電位VPMを所定時間維持する膨張ホールド要素P4 7と、第3最大電位VPMから最低電位VGまで比較的急峻な勾配で電位を下降 させる吐出要素P48とから構成される。

なお、第3最大電位VPMは、最大電位VPHよりも低く、且つ、第2最大電位VPLよりも高い電位に設定される。

[0137]

制振パルスPS2は、最低電位VGから中間電位VMまで、インク滴を吐出させない程度の比較的緩やかな電位勾配で電位を上昇させる制振膨張要素P50と、制振膨張要素P50に続いて発生されて中間電位VMを所定時間維持する制振ホールド要素P51と、制振ホールド要素P51に続いて発生されて中間電位VMから最低電位VGまで比較的緩やかな電位勾配で電位を下降させる制振収縮要素P52とから構成される。

[0138]

そして、第1パルス接続要素P49は、吐出パルスPS1における吐出要素P48の終端と制振パルスPS2における制振膨張要素P50の始端との間を接続している。

[0139]

このミドルドット駆動パルスDP7においては、膨張要素P46から制振収縮要素P52までの各要素が本発明の波形要素に相当する。そして、吐出パルスPS1が本発明の吐出パルスに相当し、制振パルスPS2が本発明の制振パルスに相当する。また、第1パルス接続要素P49が本発明の第1パルス接続要素(振動抑制要素の一種)に相当する。

[0140]

このミドルドット駆動パルスDP7が圧電振動子2に供給されると、圧電振動子2や圧力室17は次のように動作する。

即ち、膨張要素P46の供給に伴って圧電振動子2が大きく収縮し、圧力室17が最小容積から大きく膨張する。圧力室17の膨張状態は、膨張ホールド要素P47の供給期間中に亘って維持される。そして、この維持期間中におけるインクの圧力変動によって、引き込まれたメニスカスがノズル開口16の開口縁付近まで戻ってくる。その後、吐出要素P48が供給されてノズル開口16からはミ

ドルドットに対応する量のインク滴が吐出される。

[0141]

`吐出要素P48に続いて第1パルス接続要素P49が供給される。この第1パルス接続要素P49の電位は最低電位VGであるため、圧力室17の収縮状態は維持される。そして、この維持期間中において、メニスカスは、インク滴吐出の影響を受けて大きく振動している。

その後、このメニスカスの振動を打ち消し得るタイミングで制振膨張要素 P 5 0 が供給されて圧力室 1 7 が再度膨張し、圧力室 1 7 内のインクを減圧する。さらに、制振ホールド要素 P 5 1 で規定される時間の経過後、制振収縮要素 P 5 2 が供給されてメニスカスの振動を打ち消すように圧力室 1 7 を収縮させ、インクを加圧する。

[0142]

そして、制御部46(波形制御手段)は、Tcランクに応じて駆動信号発生回路48(駆動信号発生手段)を制御し、第1パルス接続要素P49の発生時間Pwhm2を変更する。つまり、Tcランクに応じて制振パルスPS2の供給タイミングを変えている。

[0143]

例えば、標準ランクの記録ヘッド1については発生時間 $Pwhm2 e4.0 \mu$ s に設定し、Tcminの記録ヘッド1については発生時間 $Pwhm2 e2.8 \mu$ s に設定し、Tcmaxの記録ヘッド1については発生時間 $Pwhm2 e5.4 \mu$ s に設定する。

これにより、上記した制振ホールド要素P27の発生時間Pwh2を変えたときと同様な作用をなし、メニスカスの振動を効率良く抑えることができる。

[0144]

ところで、上記の各駆動信号COM1~COM3では、Tcランクに応じて振動抑制要素の制御因子を定めた例について説明したが、本発明はこの例に限定されるものではない。例えば、インク滴の吐出特性に影響を及ぼす特性変動要素の制御因子を、Tcランクに応じて定めてもよい。以下、特性変動要素の制御因子を定めた例について説明する。

[0145]

図20に例示した駆動信号COM4は、メニスカスを微振動させる微振動パルスDP8と、この微振動パルスDP8の後に発生され、マイクロドットのインク 滴をノズル開口16から吐出させるマイクロドット駆動パルスDP9と、ミドルドットのインク滴をノズル開口16から吐出させるミドルドット駆動パルスDP10と含み、これらの駆動パルスDP8, DP9, DP10を印刷周期T毎に繰り返し発生する。

[0146]

この駆動信号COM4では、インク滴を吐出させない場合に微振動パルスDP8のみを選択して圧電振動子2に供給し、ドットパターンデータがマイクロドットのデータであった場合にマイクロドット駆動パルスDP9のみを圧電振動子2に供給する。また、ミドルドットのデータであった場合にミドルドット駆動パルスDP10のみを圧電振動子2に供給する。さらに、ラージドットのデータであった場合にマイクロドット駆動パルスDP9とミドルドット駆動パルスDP10とを圧電振動子2に供給する。

[014.7]

微振動パルスDP8は、上記した微振動パルスDP1,DP1´と同様に、印字内微振動を行わせるための駆動パルスである。そして、この微振動パルスDP8は、最低電位VGからこの最低電位よりも少し高い第2最低電位VGHまで、インク滴を吐出させない程度の比較的緩やかな電位勾配で電位を上昇させる微振動膨張要素P61と、微振動膨張要素P61に続いて発生されて第2最低電位VGHを所定時間維持する微振動ホールド要素P62と、微振動ホールド要素P62に続いて発生されて第2最低電位VGHから最低電位VGまで比較的緩やかな電位勾配で電位を下降させる微振動収縮要素P63とから構成される。

[0148]

そして、この微振動パルスDP8が圧電振動子2に供給されると、圧電振動子2や圧力室17は、微振動パルスDP1, DP1′が供給された場合と同様に動作し、ノズル開口16付近のインク増粘が防止される。

[0149]

マイクロドット駆動パルスDP9は、上記のマイクロドット駆動パルスDP6 と同様な波形形状であり、本発明の第6駆動パルス及び第7駆動パルスに相当する。

[0150]

このマイクロドット駆動パルスDP9は、最低電位VGから最大電位VPHまで比較的急峻な勾配で電位を上昇させる膨張要素P64と、膨張要素P64に続いて発生されて最大電位VPHを極く短い時間維持する膨張ホールド要素P65と、最大電位VPHからこの最大電位VPHよりも少し低い第2最大電位VPLまで比較的急峻な勾配で電位を下降させる吐出要素P66と、第2最大電位VPLを極く短い時間維持する吐出ホールド要素P67と、第2最大電位VPLから最低電位VGまで電位を下降させる制振要素P68とから構成される。

[0151]

このマイクロドット駆動パルスDP9において、膨張要素P64から制振要素P68までの各要素が本発明の波形要素に相当する。

そして、膨張要素 P 6 4 が本発明の第 2 膨張要素に相当し、膨張ホールド要素 P 6 5 が本発明の第 2 ホールド要素に相当し、吐出要素 P 6 6 が本発明の第 2 吐出要素に相当する。

また、これらの膨張要素 P 6 4、膨張ホールド要素 P 6 5 及び吐出要素 P 6 6 は、インク滴を吐出させる目的で圧力室 1 7 内の圧力変動に関与する波形要素であり、本発明の特性変動要素の一種である。即ち、膨張要素 P 6 4 及び吐出要素 P 6 6 は、インク滴を吐出させるために圧力室 1 7 内を加減圧する波形要素であり、膨張ホールド要素 P 6 5 は、吐出要素 P 6 6 の供給開始タイミングを規定する波形要素である。

[0152]

このマイクロドット駆動パルスDP9が圧電振動子2に供給されると、圧電振動子2や圧力室17は次のように動作する。

即ち、膨張要素 P 6 4 の供給に伴って圧電振動子 2 が大きく収縮し、圧力室 1 7 が最小容積から最大容積まで急速に膨張する。この膨張に伴って圧力室 1 7 内が大きく減圧され、メニスカスが圧力室側に大きく引き込まれる。このとき、メ

ニスカスの中心部分が大きく引き込まれ、その反動でメニスカスの中心部分が凸状に盛り上がった状態になる。その後、膨張ホールド要素P65と吐出要素P66とが続けて供給されて、吐出要素P66の供給に伴って圧力室17が少し収縮してインクが少し加圧され、メニスカスの中心部分がインク滴として吐出される。このインク滴の吐出に伴いメニスカスは大きく振動する。続いて、吐出ホールド要素P67と制振要素P68とが供給され、制振要素P68の供給に伴って圧力室17が収縮し、インク滴吐出後のメニスカスの振動を抑制する。

[0153]

そして、制御部46(波形制御手段)は、Tcランクに応じて駆動信号発生回路48(駆動信号発生手段)を制御し、膨張要素P64の発生時間や電位差(始端電位と終端電位との差)を変える。つまり、Tcランクに応じて膨張要素P64による圧力室17の膨張速度や膨張度合い(最大膨張容積)を変えている。

例えば、Tcmaxの記録ヘッド1については、膨張要素P64の発生時間 $Pwc\mu1$ を標準ランクにおける発生時間 $Pwc\mu1$ よりも長く設定し、膨張要素P64の電位差 $Vc\mu1$ を標準ランクにおける電位差 $Vc\mu1$ よりも大きく設定する。一方、Tcminの記録ヘッド1については、膨張要素P64の発生時間 $Pwc\mu1$ を標準ランクにおける発生時間 $Pwc\mu1$ よりも短く設定し、膨張要素P64の電位差 $Vc\mu1$ を標準ランクにおける電位差 $Vc\mu1$ よりも小さく設定する。

[0154]

これは、インク滴の速度を適正化するためである。このマイクロドット駆動パルスDP9に関しては、図21に示すように、横軸にPwcμ1をとり縦軸にインク速度Vmをとると、上側に凸の特性カーブが描ける。そして、この特性カーブにおけるインク滴速度のピークは、発生時間Pwcμ1を固有振動周期Tcに略一致させた際に得られる。これは、発生時間Pwcμ1を固有振動周期Tcに揃えることにより、圧電振動子2の作動によってインクに加えられた外力が最も効率よくインク内の圧力振動に変換されるためと考えられる。さらに、ピーク速度について、電位差Vcμ1を揃えた場合には、固有振動周期Tcが長いと速度が遅くなり、固有振動周期Tcが短く応答が良いほど速度が速くなる。即ち、固

有振動周期Tcが短い程、インク滴の飛行速度が速い特性となる。

[0155]

従って、Tcmaxの記録ヘッド1については、膨張要素P64の発生時間Pwcμ1を標準ランクにおける発生時間Pwcμ1よりも長く設定することにより、圧電振動子2からの外力を最も効率よくインク内の圧力振動に変換できる。そして、電位差Vcμ1を標準ランク用の電位差Vcμ1よりも高く設定することでインク滴の速度を高めることができ、インク滴の速度を標準ランクの記録ヘッド1に揃えることができる。

[0156]

反対に、Tcminの記録ヘッド1については、膨張要素P64の発生時間 $Pwc\mu1$ を標準ランクにおける発生時間 $Pwc\mu1$ よりも短く設定することにより、圧電振動子2からの外力を最も効率よくインク内の圧力振動に変換できる。そして、Tcminの記録ヘッド1は、インク滴の速度が標準ランクの記録ヘッド1よりも速い特性なので、電位差 $Vc\mu1$ を標準ランク用の電位差 $Vc\mu1$ よりも低く設定してもインク滴の速度を標準ランクの記録ヘッド1に揃えることができる。また、この電位差 $Vc\mu1$ は、駆動信号COM4の駆動電圧Vhを規定する要因でもあるので、この電位差 $Vc\mu1$ を低くできることにより駆動電圧Vh

[0157]

[0158]

また、制御部46(波形制御手段)により、吐出要素P66の発生時間Pwd μ1や電位差Vdμ1をTcランクに応じて変えてもよい。即ち、吐出要素P66による圧力室17の収縮速度や収縮度合いを変えてもよい。この場合には、インク滴吐出時における圧力室17の加圧条件を変えることができるので、インク滴の速度を適正化することができる。

[0159]

さらに、制御部46(波形制御手段)により、膨張ホールド要素P65の発生

時間をTcランクに応じて変えるようにしてもよい。即ち、この膨張ホールド要素 P 6 5 は、膨張要素 P 6 4 による圧力室 1 7 の膨張状態を保持することで、吐出要素 P 6 6 の供給開始タイミングを規定する波形要素である。このため、膨張ホールド要素 P 6 5 の発生時間を変えることにより、圧力室 1 7 を収縮させるタイミングを適正化することができる。その結果、圧力室 1 7 内の圧力変動を効率よく使用することができ、インク滴の吐出を効率よく行わせることができる。

[0160]

なお、制振要素 P 6 8 は、上記のマイクロドット駆動パルス D P 6 における制振要素 P 4 5 と同じ作用を奏する。このため、Τ c ランクに応じて制振要素 P 6 8 の発生時間 P w d μ 2 を変えることにより、インク滴吐出後におけるメニスカスの制振を効率よく行うことができる。

[0161]

上記のミドルドット駆動パルスDP10は、本発明の第4駆動パルス及び第5 駆動パルスに相当する。

このミドルドット駆動パルスDP10は、最低電位VGから中間電位VMまでインク滴を吐出させない程度の一定勾配で電位を上昇させる予備膨張要素P69と、中間電位VMを所定時間維持する予備ホールド要素P70と、中間電位VMから最大電位VPHまでインク滴を吐出させない程度の一定勾配で電位を上昇させる膨張要素P71と、最大電位VPHを所定時間維持する膨張ホールド要素P72と、最大電位VPHから最低電位VGまで急激に電位を下降させる吐出要素P73と、最低電位VGを所定時間維持する第1制振ホールド要素P74と、最低電位VGから中間電位VMまで電位を上昇させる制振要素P75と、中間電位VMを所定時間維持する第2制振ホールド要素P76と、中間電位VMから最低電位VGまで電位を下降させる復帰要素P77とから構成される。

[0162]

このミドルドット駆動パルスDP10において、予備膨張要素P69から復帰要素P77までの各要素が本発明の波形要素に相当する。そして、膨張要素P71が本発明の第1膨張要素に相当し、膨張ホールド要素P72が本発明の第1ホールド要素に相当し、吐出要素P73が本発明の第1吐出要素に相当する。即ち

、これらの膨張要素 P 7 1、膨張ホールド要素 P 7 2 及び吐出要素 P 7 3 も、インク滴を吐出させる目的で圧力室 1 7 内の圧力変動に関与する波形要素であり、本発明の特性変動要素の一種である。

[0163]

このミドルドット駆動パルスDP10が圧電振動子2に供給されると、圧電振 動子2や圧力室17は次のように動作する。即ち、予備膨張要素P69の供給に 伴って圧電振動子2が少し収縮し、圧力室17が最小容積から中間電位VMで規 定される基準容積まで膨張する。そして、予備ホールド要素P70の供給により 、基準容積が所定時間維持される。続いて、膨張要素P71の供給に伴って圧電 振動子2が大きく収縮し、圧力室17が基準容積から最大容積まで膨張する。こ の膨張に伴って圧力室17内が減圧される。この圧力室17の膨張状態は膨張ホ ールド要素P72の供給期間に亘って維持される。その後、吐出要素P73が供 給されて圧電振動子2が大きく伸長し、圧力室17は最小容積まで急激に収縮す る。この収縮に伴い、圧力室17内のインクが加圧されてノズル開口16からイ ンク滴が吐出される。そして、制振ホールド要素P74が供給されるので圧力室 17の収縮状態が維持され、メニスカスの振動を打ち消し得るタイミングで制振 要素P75が供給されて圧力室17が基準容積まで膨張復帰する。これにより、 メニスカスの振動を短時間で抑制することができ、次のインク滴の吐出を安定さ せることができる。さらに、第2制振ホールド要素P76で定められたタイミン グで復帰要素P77が供給される。

[0164]

そして、制御部46(波形制御手段)は、Tcランクに応じて駆動信号発生回路48(駆動信号発生手段)を制御し、膨張要素P71及び吐出要素P73の発生時間や電位差を変える。つまり、Tcランクに応じて膨張要素P71による圧力室17の膨張速度や膨張度合い、及び、吐出要素P73による圧力室17の収縮速度や収縮度合いを変えている。

[0165]

例えば、膨張要素 P 7 1 に関し、 T c m a x の記録ヘッド 1 については、発生時間 P w c m 1 を標準ランクにおける発生時間 P w c m 1 よりも長く設定し、電

位差Vcm1を標準ランクにおける電位差Vcm1よりも大きく設定する。一方、Tcminの記録ヘッド1については、発生時間Pwcm1を標準ランクにおける発生時間Pwcm1よりも短く設定し、電位差Vcm1を標準ランクにおける電位差Vcm1よりも小さく設定する。

[0166]

また、吐出要素P73に関しても、Tcmaxの記録ヘッド1については、発生時間Pwdm1を標準ランクにおける発生時間Pwdm1よりも長く設定し、電位差Vdm1を標準ランクにおける電位差Vdm1よりも大きく設定する。一方、Tcminの記録ヘッド1については、発生時間Pwdm1を標準ランクにおける発生時間Pwdm1よりも短く設定し、電位差Vdm1を標準ランクにおける発生時間Pwdm1よりも短く設定し、電位差Vdm1を標準ランクにおける電位差Vdm1よりも小さく設定する。

[0167]

これにより、固有振動周期Tcがばらついていてもインク滴の吐出速度を揃えることができる。なお、この場合においても、発生時間Pwcm1やPwdm1と電位差Vcm1やVdm1は、少なくとも一方を変えてやることでインク滴の吐出特性の適正化が図れる。勿論、両方変えてもよい。

[0168]

また、制御部46(波形制御手段)により、膨張ホールド要素P72の発生時間をTcランクに応じて変えるようにしてもよい。即ち、この膨張ホールド要素P72は、上記した膨張ホールド要素P65と同様な作用をなし、膨張要素P71による圧力室17の膨張状態を保持することで吐出要素P73の供給開始タイミングを規定する。このため、膨張ホールド要素P72の発生時間を変えることにより、圧力室17を収縮させるタイミングを適正化することができる。その結果、圧力室17内の圧力変動を効率よく使用することができ、インク滴の吐出を効率よく行わせることができる。

[0169]

なお、このミドルドット駆動パルスDP10において、第1制振ホールド要素 P74は、制振要素P75の供給開始タイミングを規定する。即ち、上記したミ ドルドット駆動パルスDP7における第1パルス接続要素P49と同様の作用を 奏する。このため、Tcランクに応じて、第1制振ホールド要素P74の発生時間Pwhm2を変えてやることにより、インク滴吐出後におけるメニスカスの制振を効率よく行うことができる。

[0170]

次に、特性変動要素の制御因子を定めた他の例について説明する。

[0171]

図22に例示した駆動信号COM5は、メニスカスを微振動させる微振動パルスDP11と、この微振動パルスDP11の後に発生され、ノーマルドットのインク滴をノズル開口16から吐出させるノーマルドット駆動パルスDP12とを含み、これらの微振動パルスDP11及びノーマルドット駆動パルスDP12を印刷周期T毎に繰り返し発生する。

そして、この駆動信号COM5では、微振動パルスDP11とノーマルドット 駆動パルスDP12の何れか一方を、圧電振動子2に供給する。即ち、インク滴 を吐出させる場合にはノーマルドット駆動パルスDP12のみを選択して圧電振 動子2に供給し、インク滴を吐出させない場合には微振動パルスDP11のみを 選択して圧電振動子2に供給する。

[0172]

微振動パルスDP11は、印字内微振動を行わせるための駆動パルスであり、中間電位VMからこの中間電位よりも少し高い第2中間電位VMHまで、インク滴を吐出させない程度の比較的緩やかな電位勾配で電位を上昇させる微振動膨張要素P81と、微振動膨張要素P81に続いて発生されて第2中間電位VMHを所定時間維持する微振動ホールド要素P82と、微振動ホールド要素P82に続いて発生されて第2中間電位VMHから中間電位VMまで比較的緩やかな電位勾配で電位を下降させる微振動収縮要素P83とから構成される。

[0173]

そして、この微振動パルスDP11が圧電振動子2に供給されると、圧電振動子2や圧力室17は、微振動パルスDP1,DP8等が供給された場合と同様に動作し、ノズル開口16付近のインク増粘が防止される。

[0174]

ノーマルドット駆動パルスDP12は、本発明の第4駆動パルス及び第5駆動パルスに相当し、中間電位VMから最大電位VPまでインク滴を吐出させない程度の一定勾配で電位を上昇させる膨張要素P84と、膨張要素P84に続いて発生されて最大電位VPを所定時間維持する膨張ホールド要素P85と、膨張ホールド要素P85に続いて発生されて最大電位VPから最低電位VGまで急激に電位を下降させる吐出要素P86と、吐出要素P86に続いて発生されて最低電位VGを所定時間維持する制振ホールド要素P87と、制振ホールド要素P87に続いて発生されて最低電位VGから中間電位VMまで電位を上昇させる制振要素P88とから構成される。

[0175]

このノーマルドット駆動パルスDP12において、膨張要素P84から制振要素P88までが本発明の波形要素に相当する。そして、膨張要素P84が本発明の第1膨張要素に相当し、膨張ホールド要素P85が本発明の第1ホールド要素に相当し、吐出要素P86が本発明の第1吐出要素に相当する。即ち、これらの膨張要素P84、膨張ホールド要素P85及び吐出要素P86も、インク滴を吐出させる目的で圧力室17内の圧力変動に関与する波形要素であり、本発明の特性変動要素の一種である。

[0176]

このノーマルドット駆動パルスDP12が圧電振動子2に供給されると、圧電振動子2や圧力室17は、上記のノーマルドット駆動パルスDP2が供給されたときと同様に動作する。

[0177]

即ち、膨張要素 P 8 4 の供給に伴って圧電振動子 2 が大きく収縮し、圧力室 1 7 が基準容積から最大容積まで膨張する。この膨張に伴って圧力室 1 7 内が減圧される。その後、吐出要素 P 8 6 が供給されて圧電振動子 2 が大きく伸長し、圧力室 1 7 は最小容積まで急激に収縮する。この収縮に伴い、圧力室 1 7 内のインクが加圧されてノズル開口 1 6 からインク滴が吐出される。吐出要素 P 8 6 に続いて制振ホールド要素 P 8 7 が供給されるので圧力室 1 7 の収縮状態は維持される。その後、メニスカスの振動を打ち消し得るタイミングで制振要素 P 8 8 が供

給され、圧力室17が基準容積まで膨張復帰する。即ち、圧力室17内のインク 圧力を相殺すべく、圧力室17を膨張させてインク圧力を減圧する。

[0178]

そして、制御部46(波形制御手段)は、Tcランクに応じて駆動信号発生回路48(駆動信号発生手段)を制御し、膨張要素P84及び吐出要素P86の発生時間発生時間Pwcm1′, Pwdm1′や電位差Vcm1′, Vdm1′を変える。つまり、Tcランクに応じて膨張要素P84による圧力室17の膨張速度や膨張度合い、及び、吐出要素P86による圧力室17の収縮速度や収縮度合いを変えている。

[0179]

例えば、膨張要素 P 8 4 に関し、T c m a x の記録 \wedge ッド1 については、発生時間 P w c m 1 ' を標準ランクにおける発生時間 P w c m 1 ' よりも長く設定し、電位差 V c m 1 ' を標準ランクにおける電位差 V c m 1 ' よりも大きく設定する。一方、T c m i n の記録 \wedge ッド1 については、発生時間 P w c m 1 ' を標準ランクにおける発生時間 P w c m 1 ' よりも短く設定し、電位差 V c m 1 ' を標準 準ランクにおける電位差 V c m 1 ' よりも小さく設定する。

[0180]

また、吐出要素P86に関しても、Tcmaxの記録ヘッド1については、発生時間Pwdm1′を標準ランクにおける発生時間Pwdm1′よりも長く設定し、電位差Vdm1′を標準ランクにおける電位差Vdm1′よりも大きく設定する。一方、Tcminの記録ヘッド1については、発生時間Pwdm1′を標準ランクにおける発生時間Pwdm1′よりも短く設定し、電位差Vdm1′を標準ランクにおける電位差Vdm1′よりも小さく設定する。

[0.181]

これにより、固有振動周期Tcがばらついていてもインク滴の吐出速度を揃えることができる。なお、この場合においても、発生時間Pwcm1´やPwdm1´と電位差Vcm1´やVdm1´は、少なくとも一方を変えることにより、インク速度の適正化が図れる。

[0182]

また、上記したミドルドット駆動パルスDP10と同様に、制御部46(波形制御手段)により、膨張ホールド要素P85の発生時間をTcランクに応じて変えるようにしてもよい。これにより、圧力室17を収縮させるタイミングを適正化することができ、インク滴の吐出を効率よく行わせることができる。

[0183]

次に、圧力発生素子として発熱素子79を用いた記録ヘッド70を有する記録 装置に、本発明を適用した場合について説明する。

[0184]

まず、T c ランクに応じて振動抑制要素の制御因子を定めた場合の例について 説明する。

図23に示す駆動信号COM6は、吐出要素P91を有する吐出パルスPS3と制振要素P92を有する制振パルスPS4とからなる駆動パルスDP13を有している。これらの吐出パルスPS3と制振パルスPS4は、何れも矩形状のパルスであり、吐出パルスPS3の駆動電圧(最低電位から最大電位までの電位差)の方が制振パルスPS4の駆動電圧よりも高く設定されている。

そして、この駆動パルスDP13では、吐出パルスPS3と制振パルスPS4との間に発生されるパルス接続要素P53(本発明の第1パルス接続要素に相当。)について、その発生時間Pwhm0の時間間隔をTcランクに応じて変える。これにより、上記の例と同様の作用をなし、メニスカスの振動を効率良く抑えることができる。

[0185]

次に、Tcランクに応じて特性変動要素の制御因子を定めた場合の例について 説明する。

図24に示す駆動信号COM7は、吐出要素P101を有する矩形状の駆動パルスDP14を有している。

そして、この駆動パルスDP14では、Tcランクに応じて、吐出要素P10 1の発生時間Pwh1や駆動電圧の少なくとも一方を変えることにより、インク 滴の速度を適正化することができる。

[0186]

以上説明したように、上記の各実施形態では、記録ヘッド1,70に対して圧力室内のインクの固有振動周期に基づいて定めたTcランクを付与すると共に、付与されたTcランクに応じて、駆動信号COMを構成する波形要素の制御因子を記録ヘッド毎に定め、設定した制御因子による駆動信号を圧力発生素子に供給するので、Tcランクに応じて駆動信号の波形形状等を設定できて適正化が図れ、記録ヘッド毎の画質ばらつきを容易に補正することができる。さらに、この場合において、各記録ヘッド毎の専用波形を使用しないので効率が良いし、製造過程での個体差を補正できるので歩留まりの向上が図れる。このため、量産に適する。

[0187]

また、Tcランクとして、固有振動周期Tcが設計値通りである標準ランクと、固有振動周期Tcが設計値より短いTcminランクと、固有振動周期Tcが設計値より長いTcmaxランクとを設定し、組立後の記録ヘッド1をこれら3つのTcランクに分類し、Tcランク毎に同じ補正を施して駆動信号を設定している。このように、Tcランク毎に設定された波形を使用するものであるので、量産する場合に効率が良いし、画質の適正化も容易に実現できる。

[0188]

ところで、本発明は、上記した実施形態に限定されるものではなく、特許請求 の範囲の記載に基づき、種々の変形が可能である。

[0189]

例えば、上記実施形態では、付与されたTcランクをランクID記憶素子33 に記憶した例について説明したが、本発明は、この構成に限定されるものではない。

[0190]

即ち、付与されたTcランクをランク表記部材32によって表記した場合には、図16に示すように、キーボードやタッチパネル等のランク情報入力装置60を用いることにより、制御部46にTcランクを認識させることができる。また、ランク表記部材32に表記されたTcランクを、スキャナーやラインセンサ等のランクID読取装置61(本発明の光学的読取手段に相当)によって読み取ら

せてもよい。この場合、記録ヘッド1に適した駆動波形を設定する際において、 Tcランクの読み取り作業が自動化でき、作業の効率化に寄与する。

[0191]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば以下の効果を奏する。

即ち、本発明の製造方法では、組立後の記録ヘッドにおける圧力室内のインク圧力の固有振動周期を測定する測定工程と、測定工程で測定された固有振動周期に基づき、測定後の記録ヘッドを複数のTcランクに分類するランク分け工程を経るので、組立後の記録ヘッドは固有振動周期の長さに応じてランク分けされる。そして、記録ヘッドの使用時においては、記録ヘッド毎に付されたTcランクに基づいて駆動信号の波形形状等を設定できるので、設定作業の容易化が図れ量産に適する。この場合において、各記録ヘッド毎の専用波形を使用しないので、効率が良い。さらに、製造過程での個体差を補正できるので、歩留まりの向上が図れる。

[0192]

また、測定工程をインク量測定段階と第1周期判定段階とから構成し、インク量測定段階では評価信号における励振要素から吐出要素までの時間間隔を変えてインク量の測定を複数回行い、第1周期判定段階では励振要素から吐出要素までの時間間隔とインク量との相関関係から固有振動周期を判定するようにした場合には、励振要素から吐出要素までの時間間隔に応じて変化するインク吐出量に基づいて固有振動周期が測定できるので、判定が簡便であり測定の自動化への対応も容易である。このため、製造効率を落とすことなく記録ヘッドが分類でき、量産に適する。

[0193]

また、インク量測定段階において、励振要素の終端から吐出要素までの時間間隔を、固有振動周期が設計値通りの場合に最少インク量が得られる第1標準時間、第1標準時間よりも時間間隔を短く設定した第2標準時間、及び、第1標準時間よりも時間間隔を長く設定した第3標準時間を少なくとも含む複数種類設定し、インク量の測定を3回以上行うようにした場合には、各測定結果とインク量と

の相関関係に基づき、測定対象の記録ヘッドが設計値通りの固有振動周期を有するのか、設計値よりも短い固有振動周期を有するのか、それとも設計値よりも長い固有振動周期を有するのかを、より明確に把握することができる。

[0194]

また、測定工程をインク速度測定段階と第2周期判定段階とから構成し、インク速度測定段階では評価信号における励振要素から吐出要素までの時間間隔を変えてインク滴速度の測定を複数回行い、第2周期判定段階では励振要素から吐出要素までの時間間隔とインク滴速度との相関関係から固有振動周期を判定するようにした場合には、励振要素から吐出要素までの時間間隔に応じて変化するインク滴速度に基づいて固有振動周期が測定できるので、判定が簡便であり測定の自動化への対応も容易である。このため、製造効率を落とすことなく記録ヘッドが分類でき、量産に適する。

[0195]

また、インク速度測定段階において、励振要素の終端から吐出要素までの時間間隔を、固有振動周期が設計値通りの場合に最低インク速度が得られる第1標準時間、第1標準時間よりも時間間隔を短く設定した第2標準時間、及び、第1標準時間よりも時間間隔を長く設定した第3標準時間を少なくとも含む複数種類設定し、インク滴速度の測定を3回以上行うようにした場合には、各測定結果とインク量との相関関係に基づき、測定対象の記録ヘッドが設計値通りの固有振動周期を有するのか、設計値よりも短い固有振動周期を有するのか、それとも設計値よりも長い固有振動周期を有するのかを、より明確に把握することができる。

[0196]

また、励振要素の供給時間を圧力室内におけるインクの固有振動周期の設計値以下に設定した場合には、測定工程において圧力振動を効率よく励起させることができ、測定の確実性を高めることができる。

[0197]

また、ランク分け工程で付与されたランクを記録ヘッドに表記した場合には、 表記されたランクに基づいて駆動信号の適正化が図れ、記録ヘッド毎の画質ばら つきを容易に補正することができる。



また、ランク分け工程で付与されたランクを示すランク識別情報が電気的に記憶されたランク識別情報記憶素子を備えて記録ヘッドを構成した場合には、記憶されたランク表記情報に基づいて駆動信号の適正化が図れ、記録ヘッド毎の画質ばらつきを容易に補正することができる。さらに、識別情報記憶素子を記録装置に電気的に接続することで、ランク識別情報の読み取りを自動化することもできる。

[0199]

また、記録ヘッドには、圧力室内のインクの固有振動周期に基づいて定めたT c ランクを付与し、該Tc ランクに応じて駆動信号を構成する波形要素の制御因子を定めたので、Tc ランクに応じて駆動信号の波形形状等を設定できて適正化が図れ、記録ヘッド毎の画質ばらつきを容易に補正することができる。さらに、この場合において、各記録ヘッド毎の専用波形を使用しないので効率が良いし、製造過程での個体差を補正できるので歩留まりの向上が図れる。このため、量産に適する。

[0200]

また、インク滴吐出後におけるメニスカスの振動抑制に影響を及ぼす振動抑制要素の制御因子をTcランクに応じて定めたので、Tcランクに応じてメニスカスの振動抑制が制御でき、振動の抑制を効率的に行わせることができる。

[0201]

また、インク滴の吐出特性に影響を及ぼす特性変動要素の制御因子をT c ランクに応じて定めたので、T c ランクに応じてインク滴の吐出特性が制御でき、吐出特性の適正化が図れる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

圧電振動子を備えた記録ヘッドの断面図である。

【図2】

図1の記録ヘッドにおける流路ユニットの部分を拡大して示した図である。

【図3】

測定工程で使用する装置を説明する図である。

【図4】

評価パルス発生回路から発生される評価パルスを説明する図である。

【図5】

励振要素を供給した際の圧力室内のインクの圧力変動を説明する図である。

【図6】

第1ホールド要素の発生時間 Pwh1とインク量との相関関係を説明する図である。

【図7】

各発生時間Pwh1毎のインク量とTcランクIDとの関係を説明する図である。

【図8】

TcランクIDと固有振動周期Tcとの関係を説明する模式図である。

【図9】

発熱素子を備えた記録ヘッドの構成を説明する図である。

【図10】

発熱素子を備えた記録ヘッドの構成を説明する図である。

【図11】

発熱素子を備えた記録ヘッドの構成を説明する図である。

【図12】

発熱素子を備えた記録ヘッドの動作を説明する図であり、(a)は定常状態を、(b)は発熱状態をそれぞれ示す。

【図13】

発熱素子を備えた記録ヘッド用の評価駆動信号を説明する図である。

【図14】

ランク表記部材を設けた記録ヘッドを説明する図である。

【図15】

ランク識別情報記憶素を設けた記録ヘッドを説明する図である。

【図16】

記録装置の構成を説明するブロック図である。

【図17】

駆動信号COM1を説明する図である。

【図18】

駆動信号COM2を説明する図である。

【図19】

駆動信号COM3を説明する図である。

【図20】

駆動信号COM4を説明する図である。

【図21】

マイクロドット駆動パルスにおけるインク滴の速度特性を説明する図である。

【図22】

駆動信号COM5を説明する図である。

【図23】

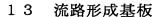
駆動信号COM6を説明する図である。

【図24】

駆動信号COM7を説明する図である。

【符号の説明】

- 1 インクジェット式記録ヘッド
- 2 圧電振動子
- 3 固定板
- 4 フレキシブルケーブル・
- 5 振動子ユニット
- 6 ケース
- 7 流路ユニット
- 8 収納空部
- 10 圧電体
- 11 内部電極
- 12 島部

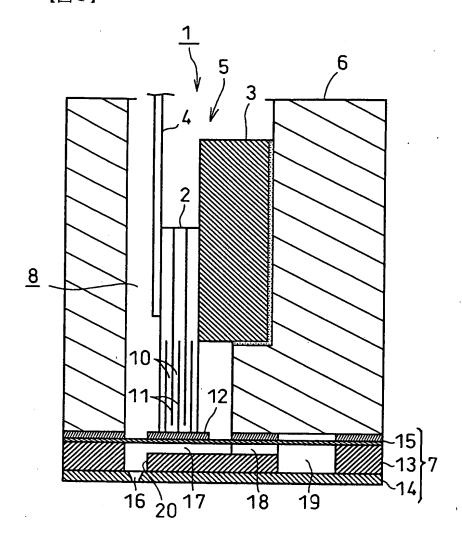


- 14 ノズルプレート
- 15 弹性板
- 16 ノズル開口
- 17 圧力室
- 18 インク供給口
- 19 共通インク室
- 20 堰部
- 21 ノズル連通口
- 22 ステンレス鋼板
- 23 樹脂フィルム
- 30 評価パルス発生回路
- 31 電子天秤
- 32 ランク表記部材
- 33 ランクID記憶素子
- 4.1 プリンタコントローラ
- 42 プリントエンジン
- 43 インターフェース
- 4 4 RAM
- 4 5 ROM
- 4 6 制御部
- 47 発振回路
- 48 駆動信号発生回路
- 49 インターフェース
- 51 キャリッジ機構
- 52 紙送り機構
- 53 シフトレジスタ
- 54 ラッチ回路
- 55 レベルシフタ

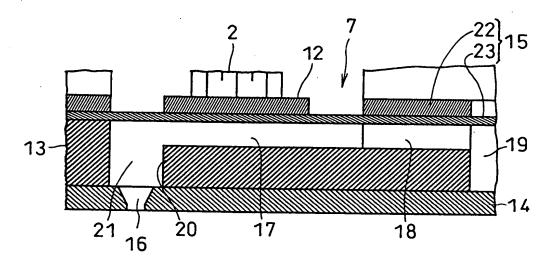
特2001-260704

- 56 スイッチ回路
- 60 ランク情報入力装置
- 61 ランク情報読取装置
- 70 記録ヘッド
- 71 共通インク室
- 72 ベース板部
- 73 堰部形成部材
- 74 圧力室
- 75 インク供給口
- 76 流路形成基板
- 77 ノズル開口
- 78 ノズルプレート
- 79 発熱素子
- 80 気泡

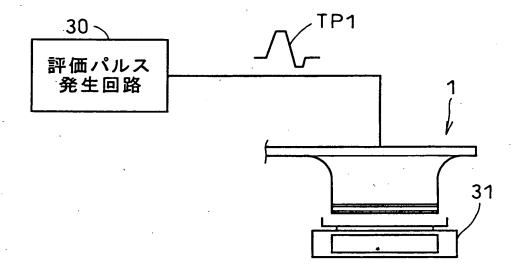
【書類名】図面【図1】



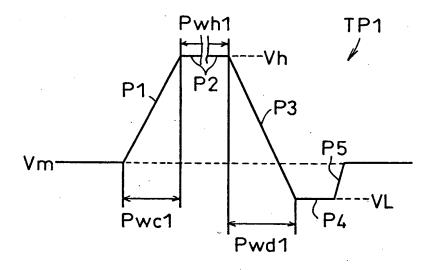
【図2】



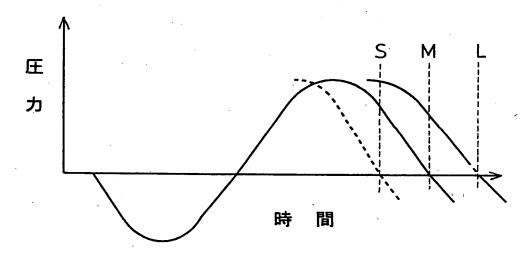
【図3】



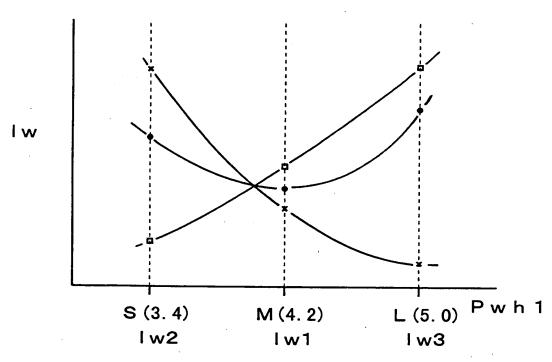
【図4】



【図5】



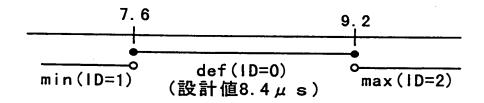




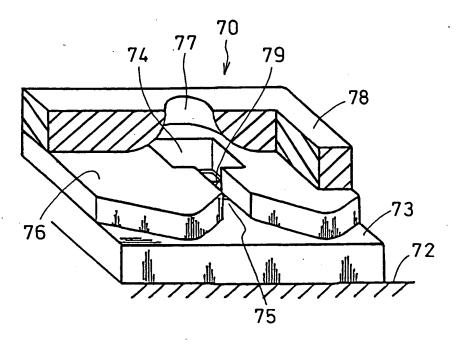
【図7】

			lw			
TcランクID	.0	w2 > w2 > w2 =	w1 w1 w1	< = <	w3 w3 w3	•
	1	Iw2 <	lw1	<	Iw3	ممو
	2	lw2 >	lw1	>	Iw3	Ź
	エラー	w2 = w2 = w2 < w3 w4 w4 w4 w4 w5 w4 w4 w4	w1 w1 w1 w1	= > = >	l w3 l w3 l w3 l w3	

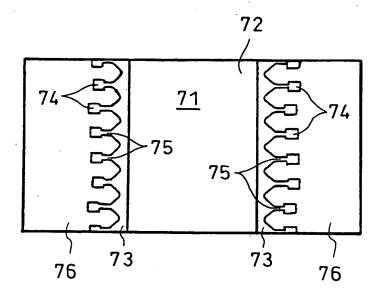
【図8】



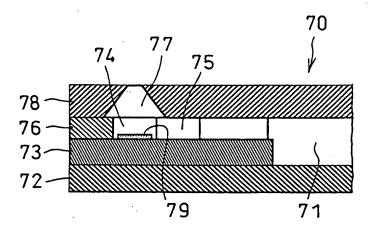
【図9】



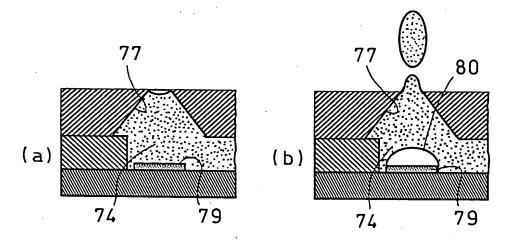
【図10】



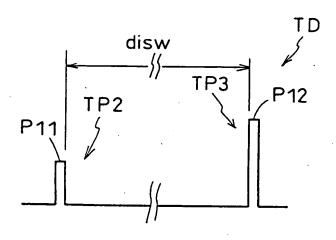
【図11】



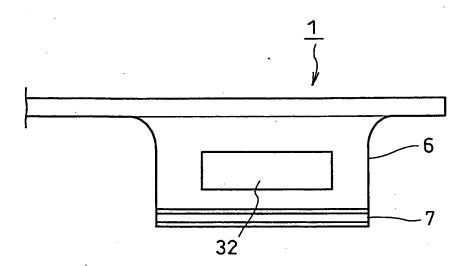
【図12】



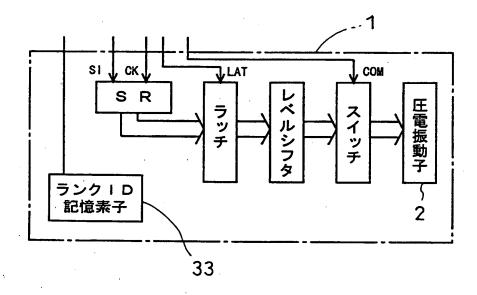
【図13】



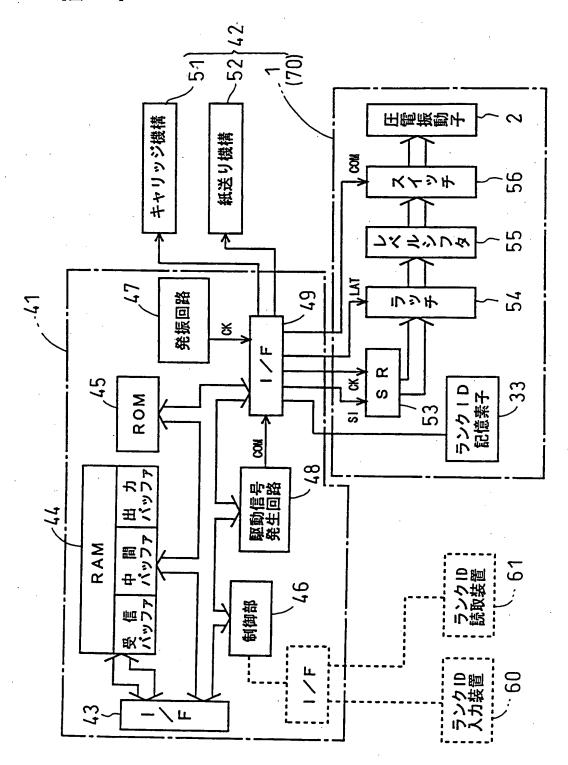
【図14】



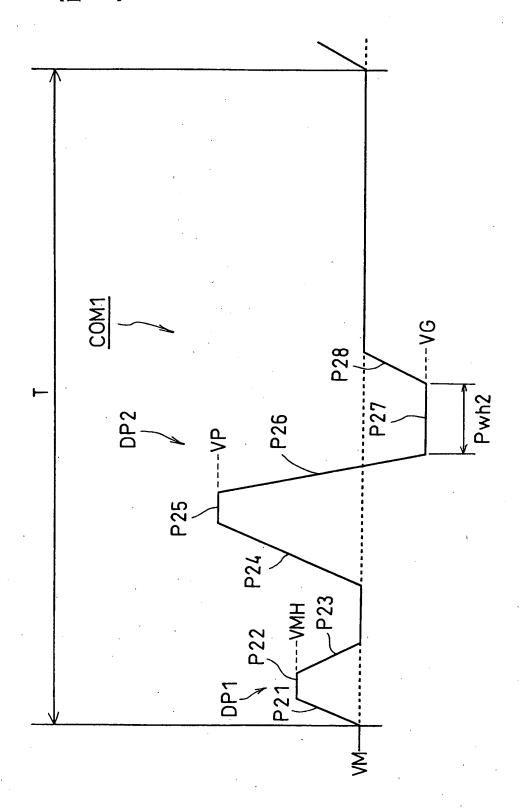
【図15】



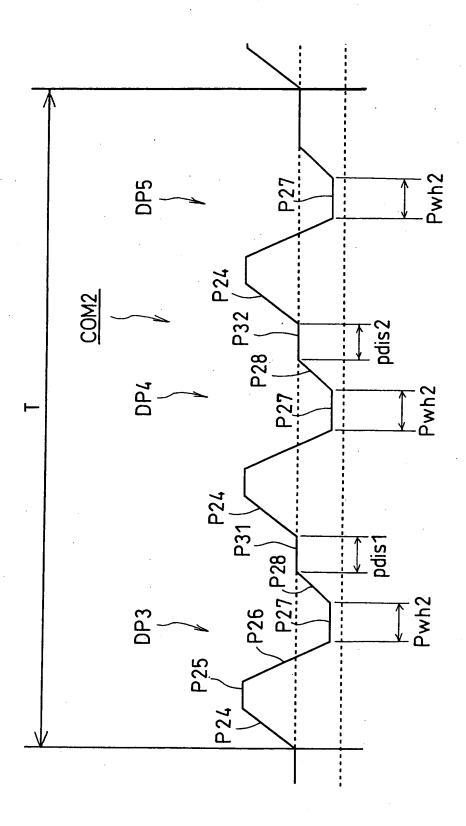
【図16】



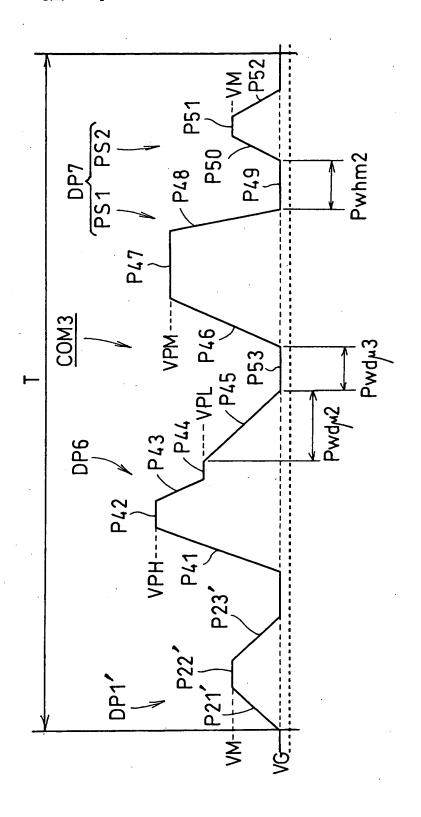
【図17】



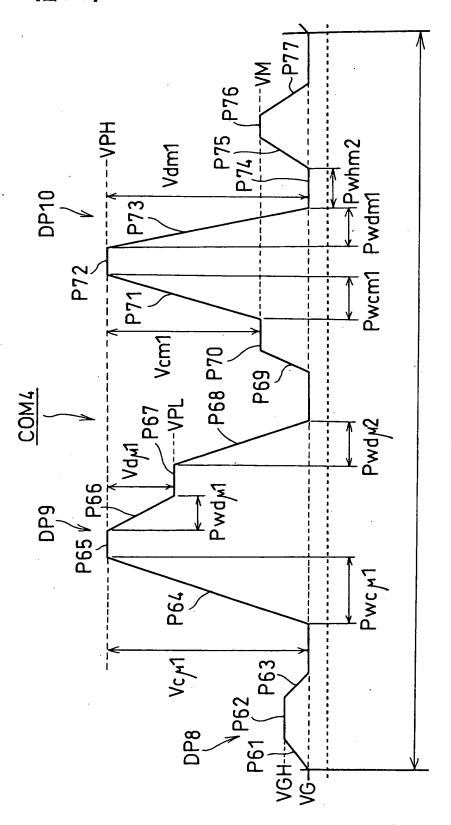
【図18】



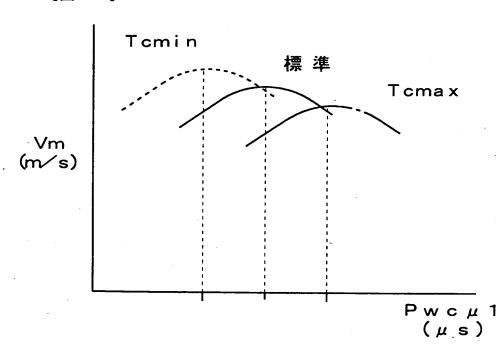
【図19】



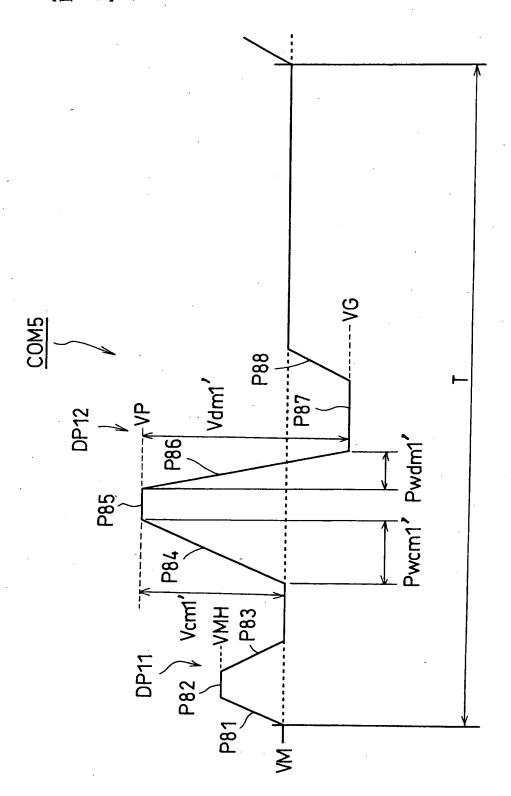
【図20】



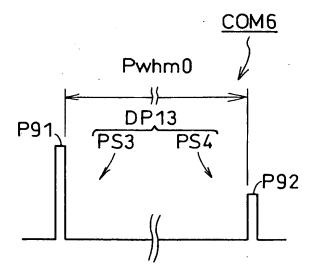




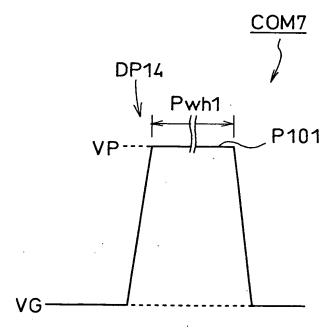
【図22】



【図23】



【図24】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 量産に適したインクジェット式記録ヘッドの製造方法を提供する。

【解決手段】 組立後の記録ヘッドにおける圧力室内のインク圧力の固有振動周期を測定する測定工程と、測定工程で得られた固有振動周期に基づき、組立後の記録ヘッドを複数のTcランクに分類するランク分け工程を経る。測定工程では、評価信号における励振要素から吐出要素までの時間間隔を変えてインク量の測定を複数回行い、励振要素から吐出要素までの時間間隔とインク量との相関関係から固有振動周期を判定する。ランク分け工程では、設計値通りの固有振動周期に対応する標準ランクと、設計値より短い固有振動周期に対応するTcminランクと、設計値より長い固有振動周期に対応するTcmaxランクとに分類する。

【選択図】 図6

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2001-260704

受付番号

50101268481

書類名

特許願

担当官

第二担当上席

0091

作成日

平成13年 9月 4日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

000002369

【住所又は居所】

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

【氏名又は名称】

セイコーエプソン株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100098073

【住所又は居所】

東京都港区西新橋1丁目22番7号 丸万7号館

3 階

【氏名又は名称】

津久井 照保

出願人履歴情報

識別番号

[000002369]

1. 変更年月日

1990年 8月20日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

氏 名

セイコーエプソン株式会社